

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号
特許第4645587号
(P4645587)

(45) 発行日 平成23年3月9日 (2011.3.9)

(24) 登録日 平成22年12月17日 (2010.12.17)

(51) Int.Cl.

F I

H O 5 B 33/24 (2006.01)

H O 5 B 33/02 (2006.01)

H O 1 L 51/50 (2006.01)

G O 9 F 9/30 (2006.01)

H O 1 L 27/32 (2006.01)

H O 5 B 33/24

H O 5 B 33/02

H O 5 B 33/14 A

G O 9 F 9/30 3 4 O

G O 9 F 9/30 3 3 8

請求項の数 4 (全 33 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願2006-351863 (P2006-351863)	(73) 特許権者	000002185
(22) 出願日	平成18年12月27日 (2006.12.27)		ソニー株式会社
(65) 公開番号	特開2007-234581 (P2007-234581A)		東京都港区港南1丁目7番1号
(43) 公開日	平成19年9月13日 (2007.9.13)	(74) 代理人	100098785
審査請求日	平成19年8月24日 (2007.8.24)		弁理士 藤島 洋一郎
(31) 優先権主張番号	特願2006-27062 (P2006-27062)	(74) 代理人	100109656
(32) 優先日	平成18年2月3日 (2006.2.3)		弁理士 三反崎 泰司
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)	(72) 発明者	浅木 玲生
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ
			ニー株式会社内
		(72) 発明者	藤岡 弘文
			東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ
			ニー株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表示素子および表示装置

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に、第 1 電極、発光層を含む有機層および第 2 電極を順に備えると共に、前記発光層で発生した光を第 1 端部と第 2 端部との間で共振させる共振器構造を有する表示素子であって、

前記基板に薄膜トランジスタおよび配線を含む画素駆動回路が設けられており、
前記第 1 電極の一部は、前記薄膜トランジスタおよび前記配線のうち少なくとも一方の上に形成され、

前記第 1 電極の前記発光層側の端面は、前記薄膜トランジスタおよび前記配線のうち少なくとも一方の形状に対応した段差形状を有する前記第 1 端部となっており、

前記第 1 電極と前記第 2 電極との間に、前記段差形状を埋め込むと共に前記第 2 電極側に平坦な表面を有する距離調整層が設けられることにより、前記第 2 端部が平坦になると共に、前記段差形状に応じて前記第 1 端部と前記第 2 端部との間の光学的距離が異なっている

表示素子。

【請求項 2】

前記距離調整層は前記有機層のうちの一層と同じ材料により構成されている
請求項 1 記載の表示素子。

【請求項 3】

基板上に、第 1 電極、発光層を含む有機層および第 2 電極を順に備えると共に、前記発

光層で発生した光を第 1 端部と第 2 端部との間で共振させる共振器構造を有する表示素子を備えた表示装置であって、

前記基板に薄膜トランジスタおよび配線を含む画素駆動回路が設けられており、

前記第 1 電極の一部は、前記薄膜トランジスタおよび前記配線のうち少なくとも一方の上に形成され、

前記第 1 電極の前記発光層側の端面は、前記薄膜トランジスタおよび前記配線のうち少なくとも一方の形状に対応した段差形状を有する前記第 1 端部となっており、

前記第 1 電極と前記第 2 電極との間に、前記段差形状を埋め込むと共に前記第 2 電極側に平坦な表面を有する距離調整層が設けられることにより、前記第 2 端部が平坦になると共に、前記段差形状に応じて前記第 1 端部と前記第 2 端部との間の光学的距離が異なっている

10

表示装置。

【請求項 4】

前記距離調整層は前記有機層のうちの一層と同じ材料により構成されている

請求項 3 記載の表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機発光素子のような自発光型の表示素子および表示装置に係り、特に共振器構造を有する表示素子および表示装置に関する。

20

【背景技術】

【0002】

近年、液晶ディスプレイに代わる表示装置として、有機発光素子を用いた有機 EL ディスプレイが実用化されている。有機 EL ディスプレイは、自発光型であるので、液晶などに比較して視野角が広く、また、高精細度の高速ビデオ信号に対しても十分な応答性を有するものと考えられている。

【0003】

これまで、有機発光素子については、共振器構造を導入することによって、発光色の色純度を向上させたり、発光効率を高めるなど、発光層で発生する光を制御する試みが行われてきた（例えば、特許文献 1 参照）。

30

【特許文献 1】国際公開第 01/39554 号パンフレット

【特許文献 2】特開平 9 - 190883 号公報

【特許文献 3】特開 2006 - 32327 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

しかしながら、このように有機発光素子に共振器構造を設けると、共振された光のスペクトルはピークが高く幅が狭いので、表示画面に対して正面方向の光取り出し効率が向上する一方、画面を斜めから見た場合には発光波長が大きくシフトしたり発光強度が低下するという問題があった。すなわち、従来では、画面を視る角度により輝度の差異や色ずれが生じ、視野角特性の悪化や画像品位の低下などを招いてしまうという問題があった。

40

【0005】

ちなみに、従来では、有機発光素子の視野角特性を改善するため、透明基板に凹面構造や光拡散層、光屈折層を形成することにより、光の出射方向を拡散させ、光の指向性を平均化することで視野角の拡大を図ろうとした試みがある（例えば、特許文献 2 参照。）。しかし、この従来方法では、透明基板に形成した凹面構造や光拡散層、光屈折層により外光も散乱され、外光コントラストが著しく悪化してしまうという問題が生じていた。

【0006】

なお、特許文献 3 では、金属反射膜と透明導電膜との積層電極を用い、透明導電膜の厚みを変えることにより一つの素子内で光学的距離の異なる複数の共振器構造を設けること

50

が提案されている。しかしながら、特許文献 3 の構造では、透明導電膜が必須となることに加えて一つの素子内で透明導電膜の厚みを変更する必要がある、そのための成膜およびパターニング工程が増加し、製造コストが上昇してしまうという問題があった。また、透明導電膜の厚みが変化する段差部は、非発光欠陥などの原因となりやすかった。その対策として段差部を絶縁膜で覆うことも考えられるが、開口率の低下を生じてしまっていた。

【 0 0 0 7 】

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、外光コントラストを悪化させることなく視野角特性を向上させることができる表示素子および表示装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

10

【 0 0 0 8 】

本発明による表示素子は、基板上に、第 1 電極、発光層を含む有機層および第 2 電極を順に備えると共に、発光層で発生した光を第 1 端部と第 2 端部との間で共振させる共振器構造を有するものであって、基板に薄膜トランジスタおよび配線を含む画素駆動回路が設けられており、第 1 電極の一部は、薄膜トランジスタおよび配線のうち少なくとも一方の上に形成され、第 1 電極の発光層側の端面は、薄膜トランジスタおよび配線のうち少なくとも一方の形状に対応した段差形状を有する第 1 端部となっており、第 1 電極と第 2 電極との間に、段差形状を埋め込むと共に第 2 電極側に平坦な表面を有する距離調整層が設けられることにより、第 2 端部が平坦になると共に、段差形状に応じて第 1 端部と第 2 端部との間の光学的距離が異なっているものである。

20

【 0 0 0 9 】

本発明による表示装置は、上記本発明の表示素子を備えたものである。

【 0 0 1 0 】

本発明による表示素子、または本発明による表示装置では、第 1 電極の一部が、薄膜トランジスタおよび配線のうち少なくとも一方の上に形成され、共振器構造の第 1 端部が薄膜トランジスタおよび配線のうち少なくとも一方の形状に対応した段差形状を有しており、この段差形状が距離調整層によって埋め込まれ平坦化されることにより、第 1 端部と第 2 端部との間の光学的距離に段差形状に応じた差が生じているので、取り出される光のスペクトルのピーク波長が光学的距離に応じて異なっており、それらを合成したスペクトルの半値幅が広くなり、視野角特性が向上する。

30

【発明の効果】

【 0 0 1 6 】

本発明の表示素子、または本発明の表示装置によれば、第 1 電極の一部を、薄膜トランジスタおよび配線のうち少なくとも一方の上に形成し、共振器構造の第 1 端部が薄膜トランジスタおよび配線のうち少なくとも一方の形状に対応した段差形状を有するようにし、この段差形状を距離調整層によって埋め込み平坦化することにより、第 1 端部と第 2 端部との間の光学的距離に段差形状に応じた差を生じさせるようにしたので、取り出される光のスペクトルのピーク波長を光学的距離に応じて異ならせ、それらを合成したスペクトルの半値幅を広くすることができ、視野角特性を向上させることができる。

40

【 0 0 1 9 】

また、本発明の表示素子または表示装置によれば、従来のように透明基板に凹面構造や光拡散層、光屈折層など外光を散乱させるおそれのある構造を形成する必要がなくなるので、外光コントラストの悪化を引き起こすことがなく、更に製造コストの点でも有利である。

【発明を実施するための最良の形態】

【 0 0 2 0 】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

【 0 0 2 1 】

(第 1 の実施の形態)

図 1 は、本発明の第 1 の実施の形態に係る有機発光素子を用いた表示装置の構成を表す

50

ものである。この表示装置は、極薄型の有機発光カラーディスプレイ装置などとして用いられるものであり、例えば、ガラス、シリコン（Si）ウェハあるいは樹脂などよりなる基板 11 の上に、後述する複数の有機発光素子 10R、10G、10B がマトリクス状に配置されてなる表示領域 110 が形成されると共に、この表示領域 110 の周辺に、映像表示用のドライバである信号線駆動回路 120 および走査線駆動回路 130 が形成されたものである。

【0022】

表示領域 110 内には画素駆動回路 140 が形成されている。図 2 は、画素駆動回路 140 の一例を表したものである。この画素駆動回路 140 は、後述する第 1 電極 15 の下層に形成され、駆動トランジスタ Tr1 および書き込みトランジスタ Tr2 と、その間のキャパシタ（保持容量）Cs と、第 1 の電源ライン（Vcc）および第 2 の電源ライン（GND）の間において駆動トランジスタ Tr1 に直列に接続された有機発光素子 10R（または 10G、10B）とを有するアクティブ型の駆動回路である。駆動トランジスタ Tr1 および書き込みトランジスタ Tr2 は、一般的な薄膜トランジスタ（TFT（Thin Film Transistor））により構成され、その構成は例えば逆スタガー構造（いわゆるボトムゲート型）でもよいしスタガー構造（トップゲート型）でもよく特に限定されない。

10

【0023】

画素駆動回路 140 において、列方向には信号線 120A が複数配置され、行方向には走査線 130A が複数配置されている。各信号線 120A と各走査線 130A との交差点が、有機発光素子 10R、10G、10B のいずれか一つ（サブピクセル）に対応している。各信号線 120A は、信号線駆動回路 120 に接続され、この信号線駆動回路 120 から信号線 120A を介して書き込みトランジスタ Tr2 のソース電極に画像信号が供給されるようになっている。各走査線 130A は走査線駆動回路 130 に接続され、この走査線駆動回路 130 から走査線 130A を介して書き込みトランジスタ Tr2 のゲート電極に走査信号が順次供給されるようになっている。

20

【0024】

図 3 は、表示領域 110 の平面構成の一例を表したものである。表示領域 110 には、赤色の光を発生する有機発光素子 10R と、緑色の光を発生する有機発光素子 10G と、青色の光を発生する有機発光素子 10B とが、順に全体としてマトリクス状に形成されている。なお、隣り合う有機発光素子 10R、10G、10B の組み合わせが一つの画素（ピクセル）10 を構成している。

30

【0025】

図 4 は図 3 に示した有機発光素子 10R、10G、10B の平面構成を表し、図 5 はそれらに共通の断面構成を表すものである。有機発光素子 10R、10G、10B は、それぞれ、基板 11 の側から、上述した画素駆動回路 140 の駆動トランジスタ Tr1、平坦化絶縁膜 13、段差形成層 14、陽極としての第 1 電極 15、電極間絶縁膜 16、距離調整層 17、後述する発光層 18C を含む有機層 18、および陰極としての第 2 電極 19 がこの順に積層された構成を有している。また、発光層 18C は、平面形状において例えば中央部の第 1 領域 21 と左右部の第 2 領域 22 とに分けられている。

【0026】

このような有機発光素子 10R、10G、10B は、窒化ケイ素（SiNx）などの保護膜 30 により被覆され、更にこの保護膜 30 上に接着層 40 を間にしてガラスなどよりなる封止用基板 50 が全面にわたって貼り合わされることにより封止されている。

40

【0027】

また、この有機発光素子 10R、10G、10B では、第 1 電極 15 は反射層としての機能を有する一方、第 2 電極 19 が半透過性反射層としての機能を有しており、これら第 1 電極 15 と第 2 電極 19 とにより、発光層 18C において発生した光を共振させる共振器構造が構成されている。

【0028】

すなわち、この有機発光素子 10R、10G、10B は、第 1 電極 15 の発光層 18C

50

側の端面を第1端部P1、第2電極19の発光層18C側の端面を第2端部P2とし、有機層18を共振部として、発光層18Cで発生した光を共振させて第2端部P2の側から取り出す共振器構造を有している。このように共振器構造を有するようにすれば、発光層18Cで発生した光が多重干渉を起こし、一種の狭帯域フィルタとして作用することにより、取り出される光のスペクトルの半値幅が減少し、色純度を向上させることができる。また、封止用基板50側から入射した外光についても多重干渉により減衰させることができ、後述するカラーフィルタ51、または位相差板および偏光板（図示せず）との組合せにより有機発光素子10R、10G、10Bにおける外光の反射率を極めて小さくすることができる。

【0029】

駆動トランジスタTr1は、平坦化絶縁膜13に設けられた接続孔13Aを介して第1電極15に電氣的に接続されている。

【0030】

平坦化絶縁膜13は、画素駆動回路140が形成された基板11の表面を平坦化するためのものであり、微細な接続孔13Aが形成されるためパターン精度が良い材料により構成されていることが好ましい。平坦化絶縁膜13の構成材料としては、例えば、ポリイミド等の有機材料、あるいは酸化シリコン(SiO₂)などの無機材料が挙げられる。

【0031】

段差形成層14は、基板11上の第2領域22のみに設けられており、第1電極15の発光層18C側の端面に段差形状を形成するためのものである。段差形成層14は、例えば、アルミニウム(Al)、モリブデン(Mo)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、金(Au)、白金(Pt)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、タンゲステン(W)あるいは銀(Ag)などの金属元素の単体または合金により構成されている。また、段差形成層14は、酸化シリコン(SiO₂)あるいは窒化シリコン(SiN_x)等の絶縁膜でもよい。

【0032】

第1電極15は、反射層としての機能も兼ねており、できるだけ高い反射率を有するようにすることが発光効率を高める上で望ましい。第1電極15は、例えば積層方向の厚み（以下、単に厚みと言う）が100nm以上1000nm以下であり、クロム(Cr)、金(Au)、白金(Pt)、ニッケル(Ni)、銅(Cu)、タンゲステン(W)あるいは銀(Ag)などの金属元素の単体または合金が挙げられる。第1電極15の第2領域22における一部は、段差形成層14の上に形成されている。これにより、第1電極15の発光層18C側の端面、すなわち上述した共振器構造の第1端部P1は、段差形成層14に対応する段差形状を有している。

【0033】

電極間絶縁膜16は、第1電極15と第2電極19との絶縁性を確保するとともに第1領域21および第2領域22からなる発光領域を正確に所望の形状にするためのものであり、例えば感光性樹脂により構成されている。電極間絶縁膜16には、発光領域に対応して開口部が設けられている。なお、有機層18および第2電極19は、第1領域21および第2領域22だけでなく電極間絶縁膜16の上にも連続して設けられているが、発光が生じるのは電極間絶縁膜16の開口部だけである。

【0034】

距離調整層17は、段差形状に応じて第1端部P1と第2端部P2との間の光学的距離を異ならせるためのものであり、第1電極15の段差形状を埋め込むと共に第2電極19側に平坦な表面17Aを有している。すなわち、距離調整層17を設けることにより、第2端部P2が平坦になると共に、第1領域21における共振器の第1端部P1と第2端部P2との間の光学的距離L1（以下、単に「第1領域21における光学的距離L1」という。）と、第2領域22における共振器の第1端部P1と第2端部P2との間の光学的距離L2（以下、単に「第2領域22における光学的距離L2」という。）とが互いに異なっている。これにより、この有機発光素子10R、10G、10Bでは、第1領域21お

10

20

30

40

50

よび第2領域22の各々における共振器の共振波長（取り出される光のスペクトルのピーク波長）を異ならせ、第1領域21および第2領域22の各々から取り出される光のスペクトルを合成したスペクトルの半値幅を広くして、視野角特性を向上させることができるようになっている。

【0035】

そのためには、第1領域21における光学的距离 L_1 と、第2領域22における光学的距离 L_2 とは数1を満たすようにすることが好ましい。

【0036】

(数1)

$$L_1 = L_{ave} + L$$

$$L_2 = L_{ave} - L$$

$$(2L_{ave}) / \lambda + 2\pi / \lambda = m$$

(式中、 L_{ave} は第1領域21における光学的距离 L_1 と第2領域22における光学的距离 L_2 との平均光学的距离、 ϕ_1 は第1端部P1で生じる反射光の位相シフト、 ϕ_2 は第2端部P2で生じる反射光の位相シフト、 $\phi = \phi_1 + \phi_2$ (rad)、 λ は第2端部P2の側から取り出したい光のスペクトルのピーク波長、 m は L_{ave} が正となる整数をそれぞれ表す。なお、数1において L_1 、 L_2 、 L_{ave} および λ は単位が共通すればよいが、例えば (nm) を単位とする。)

【0037】

数1において、平均光学的距离 L_{ave} に関する第3式は、共振器の共振波長（取り出される光のスペクトルのピーク波長）と、取り出したい光のスペクトルのピーク波長とを一致させ、光取り出し効率を最大とするためのものである。この平均光学的距离 L_{ave} は、実際には、数1の第3式の m が0または1の場合が好ましい。

【0038】

数1から分かるように、本実施の形態では、次数 m を同一としても第1領域21の光学的距离 L_1 と第2領域22の光学的距离 L_2 とを互いに異ならせることができる。よって、例えば $m = 1$ とすれば、有機層18の厚みを厚くして非発光欠陥を低減することができ、生産性の向上と良好な視野角特性とを両立させることができる。これに対して、従来の特許文献3では、光学的距离に差を設けるために次数 m を例えば0、1と異ならせるようにしていたので、 $m = 0$ の領域では $m = 1$ の領域に比べて有機層の厚みが薄くなり、非発光欠陥などが増加しやすくなってしまっていた。また、 $m = 0$ と $m = 1$ との光学的距离の差 ($|L_2 - L_1|$) は、ITO (Indium Tin Oxide) や有機層の厚みに換算すると青色で120nm程度と大きくなるので、次数 m を同一にする場合に比べて段差を形成するプロセスは困難となっていた。

【0039】

数1の第1式および第2式における L は、平均光学的距离 L_{ave} の5%以内であることが好ましく、2%以上5%以内であればより好ましい。5%より大きいと光取り出し効率が大幅に低減するおそれがあり、2%より小さいと十分な効果が得られないからである。

【0040】

図6は、数1が $m = 1$ のときに成り立つ条件で、 L を変えた場合に、第1領域21および第2領域22の各々の共振器フィルタのスペクトルを合成したスペクトルを表すものである。なお、有機発光素子は、第1電極15上に、厚み95nmの正孔注入層、厚み95nmの正孔輸送層、緑色の光を発生する厚み25nmの発光層、厚み20nmの電子輸送層、および厚み8nmの第2電極を順に積層した構成とし、第1領域21と第2領域22との面積比は1:1、取り出したい光のスペクトルのピーク波長 λ は530nmとした。

【0041】

図6に示したように、 L を平均光学的距离 L_{ave} の $\pm 5\%$ とした場合には、 $\pm 0\%$ すなわち第1領域21における光学的距离 L_1 と第2領域22における光学的距离 L_2 とを

10

20

30

40

50

等しくした場合、または $\pm 2\%$ とした場合に比べて、合成したスペクトルの半値幅が広くなっている。つまり、共振器効果が緩和されていることが分かる。

【0042】

図7および図8は、数1が $m = 1$ のときに成り立つ条件で、 L を変えた場合に、画面を正面から見たとき（視野角 0° ）に対する、斜め 45° 方向から見たとき（視野角 45° ）の相対輝度および色差 u', v' と、有機層18の厚みばらつきとの関係をそれぞれ表したものである。なお、有機発光素子の構成、第1領域21と第2領域22との面積比および取り出したい光のスペクトルのピーク波長は、図6に示した場合と同一とした。

【0043】

図7に示したように、 L を平均光学的距離 L_{ave} の $\pm 5\%$ とした場合には、 $\pm 0\%$ または $\pm 2\%$ とした場合に比べて、視野角による輝度変化が小さくなっている。また、図8に示したように、有機層18の厚みのばらつきが 2% 以上の範囲内では色差 u', v' の最大値も低減されている。つまり、視野角特性の改善が可能であることが分かる。

【0044】

なお、図6いし図8では $m = 1$ の場合について説明したが、 $m = 0$ を含むその他の m 値の場合についても同様の効果が得られる。

【0045】

このような距離調整層17は、第1電極15と第2電極19の間に設けられていればよく、その位置や構成材料は特に限定されないが、例えば、第1電極15と有機層18の間に設けられると共に、後述する有機層18の正孔注入層18Aと同一の材料により構成されていることが好ましい。正孔注入層18Aを兼ねることができるからである。あるいは、距離調整層17は、有機層18の正孔注入層18Aと発光層18Cとの間に設けられると共に、正孔輸送層18Bと同一の有機材料により構成され、正孔輸送層18Bを兼ねていてもよい。また、距離調整層17は、図9に示したように、正孔注入層18Aまたは正孔輸送層18Bとは別に設けられていてもよい。

【0046】

図5に示した有機層18は、例えば、第1電極15の側から順に、正孔注入層18A、正孔輸送層18B、発光層18Cおよび電子輸送層18Dを積層した構成を有するが、これらのうち発光層18C以外の層は必要に応じて設ければよい。また、有機層18は、有機発光素子10R、10G、10Bの発光色によってそれぞれ構成が異なってもよい。正孔注入層18Aは、正孔注入効率を高めるためのものであると共に、リークを防止するためのバッファ層である。正孔輸送層18Bは、発光層18Cへの正孔輸送効率を高めるためのものである。発光層18Cは、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものである。電子輸送層18Dは、発光層18Cへの電子輸送効率を高めるためのものである。なお、電子輸送層18Dと第2電極19の間には、 LiF 、 Li_2O などよりなる電子注入層（図示せず）を設けてもよい。

【0047】

有機発光素子10Rの正孔注入層18Aは、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、4, 4', 4"-トリス(3-メチルフェニルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(m-MTDATA)あるいは4, 4', 4"-トリス(2-ナフチルフェニルアミノ)トリフェニルアミン(2-TNATA)により構成されている。有機発光素子10Rの正孔輸送層18Bは、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、ビス[(N-ナフチル)-N-フェニル]ベンジジン(-NPD)により構成されている。有機発光素子10Rの発光層18Cは、例えば、厚みが 10 nm 以上 100 nm 以下であり、8-キノリノールアルミニウム錯体(Alq_3)に2, 6-ビス[4-[N-(4-メトキシフェニル)-N-フェニル]アミノスチリル]ナフタレン-1, 5-ジカルボニトリル(BSN-BCN)を40体積%混合したものにより構成されている。有機発光素子10Rの電子輸送層18Dは、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、 Alq_3 により構成されている。

【0048】

10

20

30

40

50

有機発光素子 10G の正孔注入層 18A は、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、m-MTDATA あるいは 2-TNATA により構成されている。有機発光素子 10G の正孔輸送層 18B は、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、-NPD により構成されている。有機発光素子 10G の発光層 18C は、例えば、厚みが 10 nm 以上 100 nm 以下であり、Alq₃ にクマリン 6 (Coumarin 6) を 3 体積 % 混合したもので構成されている。有機発光素子 10G の電子輸送層 18D は、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、Alq₃ により構成されている。

【0049】

有機発光素子 10B の正孔注入層 18A は、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、m-MTDATA あるいは 2-TNATA により構成されている。有機発光素子 10B の正孔輸送層 18B は、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、-NPD により構成されている。有機発光素子 10B の発光層 18C は、例えば、厚みが 10 nm 以上 100 nm 以下であり、スピロ 6 (spiro 6) により構成されている。有機発光素子 10B の電子輸送層 18D は、例えば、厚みが 5 nm 以上 300 nm 以下であり、Alq₃ により構成されている。

【0050】

図 5 に示した第 2 電極 19 は、例えば、厚みが 5 nm 以上 50 nm 以下であり、アルミニウム (Al)、マグネシウム (Mg)、カルシウム (Ca)、ナトリウム (Na) などの金属元素の単体または合金により構成されている。中でも、マグネシウムと銀との合金 (MgAg 合金)、またはアルミニウム (Al) とリチウム (Li) との合金 (AlLi 合金) が好ましい。

【0051】

図 5 に示した接着層 40 は、例えば熱硬化型樹脂または紫外線硬化型樹脂により構成されている。

【0052】

図 5 に示した封止用基板 50 は、有機発光素子 10R、10G、10B の第 2 電極 19 の側に位置しており、接着層 40 と共に有機発光素子 10R、10G、10B を封止するものであり、有機発光素子 10R、10G、10B で発生した光に対して透明なガラスなどの材料により構成されている。封止用基板 50 には、例えば、カラーフィルタ 51 が設けられており、有機発光素子 10R、10G、10B で発生した光を取り出すと共に、有機発光素子 10R、10G、10B 並びにその間の配線において反射された外光を吸収し、コントラストを改善するようになっている。

【0053】

カラーフィルタ 51 は、封止用基板 50 のどちら側の面に設けられてもよいが、有機発光素子 10R、10G、10B の側に設けられることが好ましい。カラーフィルタ 51 が表面に露出せず、接着層 40 により保護することができるからである。また、発光層 18C とカラーフィルタ 51 との間の距離が狭くなることにより、発光層 18C から出射した光が隣接する他の色のカラーフィルタ 51 に入射して混色を生じることを避けることができるからである。カラーフィルタ 51 は、赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタ (いずれも図示せず) を有しており、有機発光素子 10R、10G、10B に対応して順に配置されている。

【0054】

赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、それぞれ例えば矩形形状で隙間なく形成されている。これら赤色フィルタ、緑色フィルタおよび青色フィルタは、顔料を混入した樹脂によりそれぞれ構成されており、顔料を選択することにより、目的とする赤、緑あるいは青の波長域における光透過率が高く、他の波長域における光透過率が低くなるように調整されている。

【0055】

更に、カラーフィルタ 51 における透過率の高い波長範囲と、共振器構造から取り出したい光のスペクトルのピーク波長とは一致している。これにより、封止用基板 50 から

10

20

30

40

50

入射する外光のうち、取り出したい光のスペクトルのピーク波長 に等しい波長を有するもののみがカラーフィルタ 5 1 を透過し、その他の波長の外光が有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B に侵入することが防止される。

【 0 0 5 6 】

この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。

【 0 0 5 7 】

図 1 0 ないし図 1 2 は、この表示装置の製造方法を工程順に表すものである。まず、図 1 0 (A) に示したように、上述した材料よりなる基板 1 1 の上に駆動トランジスタ T r 1 を含む画素駆動回路 1 4 0 を形成したのち、全面に感光性樹脂を塗布することにより平坦化絶縁膜 1 3 を形成し、露光および現像により平坦化絶縁膜 1 3 を所定の形状にパターンニングすると共に接続孔 1 3 A を形成し、焼成する。

10

【 0 0 5 8 】

次いで、図 1 0 (B) に示したように、例えばスパッタ法により上述した材料よりなる段差形成層 1 4 を形成する。続いて、段差形成層 1 4 の上にリソグラフィ技術を用いてレジストパターン (図示せず) を形成し、このレジストパターンをマスクとしたウェットエッチングにより段差形成層 1 4 を選択的に除去し、第 2 領域 2 2 のみに段差形成層 1 4 を形成する。

【 0 0 5 9 】

そののち、図 1 1 (A) に示したように、例えばスパッタ法により、上述した材料よりなる第 1 電極 1 5 を形成し、ウェットエッチングにより第 1 電極 1 5 を選択的に除去して各有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B ごとに分離する。これにより、第 1 電極 1 5 の上面には、図 5 に示したような段差形状が形成される。

20

【 0 0 6 0 】

第 1 電極 1 5 を形成したのち、同じく図 1 1 (A) に示したように、基板 1 1 の全面にわたり感光性樹脂を塗布し、例えばフォトリソグラフィ法により第 1 領域 2 1 および第 2 領域 2 2 からなる発光領域に対応して開口部を設け、焼成することにより、電極間絶縁膜 1 6 を形成する。

【 0 0 6 1 】

電極間絶縁膜 1 6 を形成したのち、図 1 1 (B) に示したように、第 1 電極 1 5 の上に、例えば真空蒸着法により、上述した材料よりなる距離調整層 1 7 を形成する。この距離調整層 1 7 をその構成材料のガラス転移点以上の温度に加熱することにより、図 1 2 に示したように、第 1 電極 1 5 の段差形状を埋め込むと共に上面 1 7 A を平坦化する。

30

【 0 0 6 2 】

距離調整層 1 7 を形成したのち、例えば蒸着法により、上述した厚みおよび材料よりなる正孔注入層 1 8 A , 正孔輸送層 1 8 B , 発光層 1 8 C , 電子輸送層 1 8 D および第 2 電極 1 9 を順次成膜し、図 5 に示したような有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B を形成する。このとき、距離調整層 1 7 により第 1 電極 1 5 の段差形状が埋め込まれると共に上面 1 7 A が平坦な表面となっているので、第 2 電極 1 9 の発光層 1 8 C 側の端面すなわち第 2 端部 P 2 が平坦になる。続いて、有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B の上に上述した材料よりなる保護膜 3 0 を形成する。

40

【 0 0 6 3 】

また、例えば、上述した材料よりなる封止用基板 5 0 の上に、赤色フィルタの材料をスピコートなどにより塗布し、フォトリソグラフィ技術によりパターンニングして焼成することにより赤色フィルタを形成する。続いて、赤色フィルタと同様にして、青色フィルタおよび緑色フィルタを順次形成する。

【 0 0 6 4 】

そののち、保護膜 3 0 の上に、接着層 4 0 を形成し、この接着層 4 0 を間にして封止用基板 5 0 を貼り合わせる。その際、封止用基板 5 0 のカラーフィルタ 5 1 を形成した面を、有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B 側にして配置することが好ましい。以上により、図 3 に示した表示装置が完成する。

50

【0065】

このようにして得られた表示装置では、各画素に対して走査線駆動回路130から書き込みトランジスタTr2のゲート電極を介して走査信号が供給されると共に、信号線駆動回路120から画像信号が書き込みトランジスタTr2を介して保持容量Csに保持される。すなわち、この保持容量Csに保持された信号に応じて駆動トランジスタTr1がオンオフ制御され、これにより、各有機発光素子10R, 10G, 10Bに駆動電流Idが注入されることにより、正孔と電子とが再結合して発光が起こる。この光は、第1電極15と第2電極19との間で多重反射し、第2電極19, カラーフィルタ51および封止用基板50を透過して取り出される。このとき、本実施の形態では、図5に示したように、共振器構造の第1端部P1が段差形状を有しており、この段差形状が距離調整層17によって埋め込まれ平坦化されることにより、第2端部P2が平坦になると共に、第1領域21における光学的距離L1と第2領域22における光学的距離L2が互いに異なっているので、取り出される光のスペクトルは第1領域21と第2領域22とではそのピーク波長が異なる。従って、各素子において取り出される光はそれらを合成したものとなり、そのスペクトルの半値幅が、従来の素子全体で光学的距離を同じとしたものに比べて広くなる、すなわち視野角特性が向上する。

10

【0066】

このように本実施の形態では、共振器構造の第1端部P1が段差形状を有するようにし、この段差形状を距離調整層17によって埋め込み平坦化することにより、第2端部P2を平坦にすると共に、第1領域21における光学的距離L1と第2領域22における光学的距離L2とを互いに異ならせるようにしたので、第1領域21および第2領域22の各々から取り出される光のスペクトルのピーク波長を異ならせ、それらを合成したスペクトルの半値幅を広くすることができ、視野角特性を向上させることができる。また、従来のように透明基板に凹面構造や光拡散層、光屈折層など外光を散乱させるおそれのある構造を形成する必要がなくなるので、外光コントラストの悪化を引き起こすことがなく、更に製造コストの点でも有利である。

20

【0067】

更に、光学的距離を調整するための透明導電膜は不要となり、非発光欠陥の発生や開口率の低下などのおそれはない。更に、透明導電膜の厚みを変えるための複雑なパターンニング工程も不要であり、製造コストの点でも有利である。よって、簡素な構成および工程により高品質な有機発光素子10R, 10G, 10Bを備えた表示装置を実現することができる。

30

【0068】

(第2の実施の形態)

図13は、本発明の第2の実施の形態に係る表示装置の有機発光素子10R, 10G, 10Bの断面構成を表すものである。この有機発光素子10R, 10G, 10Bは、第1電極15の発光層18C側の界面に段差を形成するため、画素駆動回路140の駆動トランジスタTr1と第1電極15との配置関係を調節し、段差形成層14を設けないようにしたことを除いては、第1の実施の形態で説明した表示装置と同一であるので、以下、同一の構成要素には同一の符号を付して説明する。

40

【0069】

駆動トランジスタTr1は、基板11上の第2領域22に設けられている。この駆動トランジスタTr1によって生じる段差を十分に大きくすることにより、平坦化絶縁膜13の表面に駆動トランジスタTr1を反映した段差が残る。これにより、第1電極15の発光層18C側の端面、すなわち共振器構造の第1端部P1に、駆動トランジスタTr1の形状に対応した段差形状をもたせることができる。このことを除いては、第1電極15は第1の実施の形態と同様に構成されている。

【0070】

なお、図13では、駆動トランジスタTr1として逆スタガー構造(いわゆるボトムゲート型)のものを表している。この駆動トランジスタTr1は、例えば、基板11上にモ

50

リブデン (Mo)、アルミニウム (Al) またはクロム (Cr) などの金属材料よりなるゲート電極 151 が設けられ、このゲート電極 151 を覆うように、窒化シリコンまたは酸化シリコンよりなるゲート絶縁膜 152 およびアモルファスシリコンなどの半導体薄膜よりなるチャンネル層 153 が順に形成されている。ゲート電極 151 上方のチャンネル層 153 の中央領域には、絶縁性のチャンネル保護膜 154 が設けられている。チャンネル層 153 のチャンネル保護膜 154 から露出した両側の領域には、n 型アモルファスシリコンなどの n 型半導体薄膜よりなるソース電極 155 S およびドレイン電極 155 D が形成されている。これらソース電極 155 S およびドレイン電極 155 D は、チャンネル保護膜 154 により互いに分離されると共に、チタン (Ti) 層、アルミニウム (Al) 層およびチタン (Ti) 層を順に積層したソース配線 156 S およびドレイン配線 156 D がそれぞれ形成されており、さらに全体が窒化シリコンなどよりなる保護膜 157 で覆われている。ちなみに、スタガー構造 (いわゆるトップゲート型) の駆動トランジスタ Tr1 の構成は、上述した構成要素の積層順が逆になることを除いては同様である。

10

【0071】

第 1 領域 21 における光学的距離 L1 と、第 2 領域 22 における光学的距離 L2 とは第 1 の実施の形態と同様に数 1 を満たすことが好ましい。

【0072】

この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。

【0073】

まず、基板 11 上に画素駆動回路 140 を形成する。その際、第 2 領域 22 に駆動トランジスタ Tr1 を形成する。すなわち、例えばスパッタ法により、上述した材料よりなるゲート電極 151 を形成し、例えばフォトリソグラフィ法およびドライエッチングまたはウェットエッチングにより所定のパターンに成形する。次いで、基板 11 の全面に上述した材料よりなるゲート絶縁膜 152 を形成する。続いて、ゲート絶縁膜 152 の上に、上述した材料よりなるチャンネル層 153、チャンネル保護膜 154、ソース電極 155 S およびドレイン電極 155 D、並びにソース配線 156 S およびドレイン配線 156 D を順に所定の形状に形成する。そののち、全体を上述した材料よりなる保護膜 157 で覆うことにより、駆動トランジスタ Tr1 が形成される。

20

【0074】

駆動トランジスタ Tr1 を含む画素駆動回路 140 を形成したのち、第 1 の実施の形態と同様に、平坦化絶縁膜 13、第 1 電極 15、電極間絶縁膜 16、距離調整層 17、有機層 18 および第 2 電極 19 を順に形成し、有機発光素子 10R、10G、10B を形成する。

30

【0075】

そののち、有機発光素子 10R、10G、10B の上に保護膜 30 および接着層 40 を形成し、カラーフィルタ 51 を設けた封止用基板 50 を貼り合わせる。以上により、図 13 に示した表示装置が完成する。

【0076】

この表示装置の作用は、第 1 の実施の形態と同様である。

【0077】

このように本実施の形態では、駆動トランジスタ Tr1 によって生じる段差を利用して、共振器構造の第 1 端部 P1 に、駆動トランジスタ Tr1 の形状に対応した段差形状をもたせるようにしたので、第 1 の実施の形態と同様の効果に加えて、段差形成層 14 を形成する必要がなくなり、構成および製造工程をより簡素化することができる。

40

【0078】

なお、本実施の形態では、第 1 電極 15 を駆動トランジスタ Tr1 の上に形成することにより第 1 端部 P1 に段差形状をもたせるようにした場合について説明したが、駆動トランジスタ Tr1 に限らず、保持容量 Cs または書き込みトランジスタ Tr2 と第 1 電極 15 との配置関係により第 1 端部 P1 に段差形状をもたせるようにしてもよい。

【0079】

50

また、基板 1 1 上の第 2 領域 2 2 に信号線 1 2 0 A , 走査線 1 3 0 A あるいは電源ライン等の配線を配置し、その上に第 1 電極 1 5 を形成するようにしてもよい。この場合、段差をより大きくするために、配線の厚みを厚くするようにすれば、配線抵抗を下げ、表示装置の大型化にも有利になる。あるいは、段差をより大きくするために、配線を多層化するようにすれば、開口率を高めることができ、有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B に流れる電流密度を低減して寿命を向上させることができる。

【 0 0 8 0 】

更に、第 2 電極 1 9 の抵抗を下げるために補助配線を形成する場合には、第 1 電極 1 5 をこの補助配線の上に形成することにより第 1 端部 P 1 に段差形状をもたせることも可能である。

10

【 0 0 8 1 】

更に、本実施の形態の駆動トランジスタ T r 1 , 配線または補助配線に加えて、平坦化絶縁膜 1 3 上にも第 1 の実施の形態と同様の段差形成層 1 4 を形成するようにしてもよい。

【 0 0 8 2 】

(第 3 の実施の形態)

図 1 4 は、本発明の第 3 の実施の形態に係る表示装置の有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B の断面構成を表すものである。この有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B は、段差形成層 1 4 を、駆動トランジスタ T r 1 と同じ材料により構成するようにしたことを除いては、第 1 の実施の形態で説明した表示装置と同一であるので、以下、同一の構成要素には同一の符号を付して説明する。

20

【 0 0 8 3 】

段差形成層 1 4 は、基板 1 1 上の第 2 領域 2 2 に設けられ、駆動トランジスタ T r 1 のソース配線 1 5 6 S およびドレイン配線 1 5 6 D と同じ材料により構成されている。すなわち、段差形成層 1 4 は、例えば、チタン (T i) 層 1 6 6 A , アルミニウム (A l) 層 1 6 6 B およびチタン (T i) 層 1 6 6 C と、保護膜 1 5 7 とをこの順に積層した構成を有している。

【 0 0 8 4 】

この段差形成層 1 4 の上には、平坦化絶縁膜 1 3 を間にして第 1 電極 1 5 が形成されている。段差形成層 1 4 によって生じる段差を十分に大きくすることにより、平坦化絶縁膜 1 3 の表面に段差形成層 1 4 を反映した段差が残る。これにより、第 1 電極 1 5 の発光層 1 8 C 側の端面、すなわち共振器構造の第 1 端部 P 1 に、駆動トランジスタ T r 1 の形状に対応した段差形状をもたせることができる。このことを除いては、第 1 電極 1 5 は第 1 の実施の形態と同様に構成されている。

30

【 0 0 8 5 】

第 1 領域 2 1 における光学的距離 L 1 と、第 2 領域 2 2 における光学的距離 L 2 とは第 1 の実施の形態と同様に数 1 を満たすことが好ましい。

【 0 0 8 6 】

この表示装置は、例えば、画素駆動回路 1 4 0 の駆動トランジスタ T r 1 を形成する際に、基板 1 1 上の第 2 領域 2 2 に上述した材料および積層構成の段差形成層 1 4 を形成することを除いては、第 2 の実施の形態と同様にして製造することができる。

40

【 0 0 8 7 】

この表示装置の作用・効果は、第 2 の実施の形態と同様である。

【 0 0 8 8 】

なお、本実施の形態では、段差形成層 1 4 を、駆動トランジスタ T r 1 のソース配線 1 5 6 S およびドレイン配線 1 5 6 D と同じ材料および積層構成で形成するようにした場合について説明したが、段差形成層 1 4 は、駆動トランジスタ T r 1 の他の層と同じ材料および積層構成を有していてもよい。例えば、図 1 5 に示したように、段差形成層 1 4 は、駆動トランジスタ T r 1 のゲート電極 1 5 1 と同じ材料よりなる層 1 6 1 , ゲート絶縁膜 1 2 2 , チャネル層 1 5 3 と同じ材料よりなる層 1 6 3 , チャネル保護層 1 5 4 と同じ材

50

料よりなる層 164, ソース電極 155S およびドレイン電極 155D と同じ材料よりなる層 165, 並びにソース配線 156S およびドレイン配線 156D と同じ材料よりなる層 166 により構成されていてもよい。このように駆動トランジスタ Tr1 のより多くの層を利用して段差形成層 14 を構成することにより、より高い段差を形成することができる。

【0089】

また、段差形成層 14 は、保持容量 Cs あるいは書き込みトランジスタ Tr2、または、信号線 120A, 走査線 130A あるいは電源ライン等の配線と同じ材料および積層構成としてもよいし、第 2 電極 19 の抵抗を下げるための補助配線と同じ材料および積層構成としてもよい。

10

【0090】

更に、本実施の形態の段差形成層 14 に加えて、平坦化絶縁膜 13 上にも第 1 の実施の形態と同様の段差形成層 14 を形成し、より高い段差を形成するようにしてもよい。

【0091】

(第 4 の実施の形態)

次に、本発明の第 4 の実施の形態に係る表示装置について説明する。この表示装置は、図 16 に示したように、第 1 電極 15 が、基板 11 上に設けられた凹凸構造 61 の上に形成されていることを除いては、第 1 の実施の形態で説明した表示装置と同一である。

【0092】

凹凸構造 61 は、例えば感光性樹脂により構成され、第 1 電極 15 側の表面に凹凸形状を有している。この凹凸構造 61 は、図 16 に示したような一つの層により構成されたものでもよいし、図 17 に示したような複数の突起部 61A と、この突起部 61A を覆う連続した被覆層 61B とを有し、被覆層 61B の第 1 電極 15 側の表面が突起部 61A に対応した凹凸形状となっているものでもよい。なお、凹凸構造 61 は、第 1 の実施の形態で説明した平坦化絶縁膜 13 を兼ねると共に接続孔 61C を有していてもよい。

20

【0093】

第 1 電極 15 の発光層 18C 側の端面は、凹凸構造 61 に対応した連続的な凹凸形状を有する第 1 端部 P1 となっている。第 1 電極 15 の上には、凹凸形状を埋め込むと共に発光層 18C 側に平坦な表面 17A を有する距離調整層 17 が設けられており、第 2 端部 P2 が平坦になると共に、第 1 端部 P1 の凹凸形状に応じて第 1 端部 P1 と第 2 端部 P2 との間の光学的距離 L が連続的に変化している。これにより、この有機発光素子 10R, 10G, 10B では、取り出される光のスペクトルのピーク波長を光学的距離 L に応じて連続的に変化させ、それらを合成したスペクトルの半値幅を広くして、視野角特性を向上させることができるようになっている。

30

【0094】

第 1 端部 P1 の凹凸形状は例えば平均傾斜角が 2° 以下の超低角度の凹凸であることが好ましい。傾斜角の大きな凹凸形状では、外光散乱が大きくなり、コントラストの低下を生じるおそれがあるからである。

【0095】

距離調整層 17 は、例えば、有機層 18 の正孔注入層 18A または正孔輸送層 18B と同一の有機材料により構成されており、正孔注入層 18A または正孔輸送層 18B を兼ねていてもよい。また、距離調整層 17 は、図 18 に示したように、正孔注入層 18A または正孔輸送層 18B とは別に設けられていてもよい。

40

【0096】

この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。

【0097】

図 19 および図 20 は、この表示装置の製造方法を工程順に表すものである。この製造方法は、図 16 に示したような単層の凹凸構造 61 の上に第 1 電極 15 を形成する場合を表している。

【0098】

50

まず、図 19 (A) に示したように、駆動トランジスタ $T_r 1$ を含む画素駆動回路 140 を形成した基板 11 の上に、感光性樹脂を塗布することにより感光性樹脂膜 71 を形成する。

【0099】

次いで、図 19 (B) に示したように、例えばハーフトーンレチクル 72 または二枚のレチクルを用いたフォトリソグラフィ法により感光性樹脂膜 71 を露光・現像し、凹凸構造 61 を形成する。その際、超低角度の凹凸を形成する方法としては、例えば、露光に用いるレチクルのパターンを露光機の解像度よりも微細なパターンとするようにしてもよく、あるいはこれに限らず他の方法を用いてもよい。また、凹凸構造 61 が平坦化絶縁膜 13 を兼ねる場合には、同時に接続孔 61C を形成してもよい。

10

【0100】

続いて、図 20 (A) に示したように、凹凸構造 61 を焼成したのち、この凹凸構造 61 の上に、例えばスパッタ法により第 1 電極 15 を形成する。これにより、第 1 電極 15 の発光層 18C 側の端面に、凹凸構造 61 に対応した連続的な凹凸形状が形成される。そののち、同じく図 20 (A) に示したように、第 1 の実施の形態と同様にして感光性樹脂を塗布し、例えばフォトリソグラフィ法により成形し、焼成することにより、電極間絶縁膜 16 を形成する。

【0101】

電極間絶縁膜 16 を形成したのち、第 1 電極 15 の上に、例えば真空蒸着法により上述した材料よりなる距離調整層 17 を形成し、距離調整層 17 の構成材料のガラス転移点以上の温度に加熱することにより、図 20 (B) に示したように、距離調整層 17 の発光層 18C 側の表面 17A を平坦化する。

20

【0102】

距離調整層 17 を形成したのち、この距離調整層 17 の上に、有機層 18 および第 2 電極 19 を順次成膜する。その際、距離調整層 17 と正孔注入層 18A または正孔輸送層 18B とを同一材料により構成した場合、正孔注入層 18A または正孔輸送層 18B を距離調整層 17 とは別に再度形成してもよいし、それらを省略して発光層 18C および電子輸送層 18D のみを形成してもよい。

【0103】

そののち、有機発光素子 10R, 10G, 10B の上に保護膜 30 および接着層 40 を形成し、カラーフィルタ 51 を設けた封止用基板 50 を貼り合わせる。以上により、図 16 に示した表示装置が完成する。

30

【0104】

また、この表示装置は、次のようにして製造することもできる。

【0105】

図 21 および図 22 は、この表示装置の他の製造方法を工程順に表すものである。この製造方法は、図 17 に示したような複数の突起部 61A を被覆層 61B で覆った凹凸構造 61 の上に第 1 電極 15 を形成する場合を表している。

【0106】

まず、図 21 (A) に示したように、駆動トランジスタ $T_r 1$ を含む画素駆動回路 140 を形成した基板 11 の上に、感光性樹脂を塗布することにより感光性樹脂膜を形成し、この感光性樹脂膜を、例えばマスク 81 を用いたフォトリソグラフィ法により露光・現像して突起部 61A を形成し、焼成する。

40

【0107】

次いで、図 21 (B) に示したように、突起部 61A を形成した基板 11 の上に再び感光性樹脂を塗布することにより突起部 61A を被覆層 61B で覆う。

【0108】

続いて、図 22 (A) に示したように、例えばマスク 82 を用いたフォトリソグラフィ法により被覆層 61B に接続孔 61C を形成し、焼成する。

【0109】

50

続いて、図 2 2 (B) に示したように、凹凸構造 6 1 の上に、例えばスパッタ法により第 1 電極 1 5 を形成する。これにより、第 1 電極 1 5 の発光層 1 8 C 側の端面に、凹凸構造 6 1 に対応した連続的な凹凸形状が形成される。

【 0 1 1 0 】

そののち、上述した製造方法と同様にして感光性樹脂を塗布し、例えばフォトリソグラフィ法により成形し、焼成することにより、電極間絶縁膜 1 6 を形成する。続いて、上述した製造方法と同様にして、第 1 電極 1 5 の上に距離調整層 1 7 を形成し、距離調整層 1 7 の構成材料のガラス転移点以上の温度に加熱することにより、距離調整層 1 7 の発光層 1 8 C 側の表面 1 7 A を平坦化する。

【 0 1 1 1 】

距離調整層 1 7 を形成したのち、上述した製造方法と同様にして、有機層 1 8 および第 2 電極 1 9 を順次成膜する。そののち、有機発光素子 1 0 R , 1 0 G , 1 0 B の上に保護膜 3 0 および接着層 4 0 を形成し、カラーフィルタ 5 1 を設けた封止用基板 5 0 を貼り合わせる。以上により、図 1 7 に示した表示装置が完成する。

【 0 1 1 2 】

この表示装置では、第 1 電極 1 5 と第 2 電極 1 9 との間に所定の電圧が印加されると、第 1 の実施の形態と同様にして発光が起こり、この光は、第 1 電極 1 5 と第 2 電極 1 9 との間で多重反射し、第 2 電極 1 9 の側から取り出される。このとき、第 1 端部 P 1 が連続的な凹凸形状を有しており、この凹凸形状が距離調整層 1 7 によって埋め込まれ平坦化されることにより光学的距离 L が連続的に変化しているので、取り出される光のスペクトルのピーク波長も光学的距离 L に応じて連続的に変化しており、それらを合成したスペクトルの半値幅が広がる。よって、視野角特性が向上する。

【 0 1 1 3 】

このように本実施の形態では、第 1 端部 P 1 が連続的な凹凸形状を有するようにし、この凹凸形状を距離調整層 1 7 で埋め込み平坦化することにより光学的距离 L を連続的に変化させるようにしたので、取り出される光のスペクトルのピーク波長を光学的距离 L に応じて連続的に変化させることができ、視野角特性を向上させることができる。

【 0 1 1 4 】

以上、第 1 ~ 第 4 の実施の形態では、光学的距离の異なる領域を各有機発光素子内に設けるようにしたが、隣り合う同一色の有機発光素子間において光学的距离を異ならせるようにしてもよい。以下、その例について説明する。

【 0 1 1 5 】

(第 5 の実施の形態)

図 2 3 は、本発明の第 5 の実施の形態に係る表示装置の表示領域 1 1 0 の平面構成の一例を表したものである。この表示装置では、隣り合う画素 1 0 1 , 1 0 2 に含まれ、発光波長が同じ有機発光素子 1 0 R 1 , 1 0 R 2 において、第 1 端部 P 1 と第 2 端部 P 2 との間の光学的距离 L R 1 , L R 2 が互いに異なっている。同様に、有機発光素子 1 0 G 1 , 1 0 G 2 においても光学的距离 L G 1 , L G 2 が互いに異なり、また、有機発光素子 1 0 B 1 , 1 0 B 2 においても光学的距离 L B 1 , L B 2 が互いに異なっている。有機発光素子 1 0 R 1 , 1 0 R 2 , 1 0 G 1 , 1 0 G 2 , 1 0 B 1 , 1 0 B 2 それぞれの内部では第 1 領域 2 1 および第 2 領域 2 2 に分けられておらず、各素子内における光学的距离は同一である。これにより、この表示装置では、発光波長の同じ有機発光素子 1 0 R 1 , 1 0 R 2 , 1 0 G 1 , 1 0 G 2 , 1 0 B 1 , 1 0 B 2 から取り出される光のスペクトルのピーク波長を異ならせることができ、視野角特性を向上させることができるようになっている。

【 0 1 1 6 】

画素 1 0 1 , 1 0 2 は、例えば交互に配置されているが、直線状に並んでいてもよく、視認上問題ない範囲であればこの限りではない。なお、図 2 3 では、画素 1 0 1 に網掛けを施して表している。

【 0 1 1 7 】

図 2 4 は、隣り合う画素 1 0 1 , 1 0 2 の断面構成を表したものである。基板 1 1 の画

10

20

30

40

50

素 1 0 2 の領域には段差形成層 1 4 が形成されている。画素 1 0 2 の第 1 電極 1 5 は、この段差形成層 1 4 の上に形成されており、これにより、画素 1 0 1 の第 1 電極 1 5 と画素 1 0 2 の第 1 電極 1 5 との間には、高低差が設けられている。すなわち、画素 1 0 1 , 1 0 2 の第 1 電極 1 5 の発光層 1 8 C 側の端面は、段差形成層 1 4 に対応する高低差を有する第 1 端部 P 1 となっている。また、第 1 電極 1 5 上には、画素 1 0 1 , 1 0 2 の第 1 電極 1 5 の高低差を埋め込むと共に第 2 電極 1 9 側に平坦な表面 1 7 A を有する距離調整層 1 7 が設けられており、第 2 端部 P 2 が平坦になると共に、画素 1 0 1 , 1 0 2 の第 1 電極 1 5 の高低差に応じて第 1 端部 P 1 と第 2 端部 P 2 との間の光学的距離が異なっている。このことを除いては、有機発光素子 1 0 R 1 , 1 0 R 2 、 1 0 G 1 , 1 0 G 2 、 1 0 B 1 , 1 0 B 2 は第 1 の実施の形態と同様に構成されている。

10

【 0 1 1 8 】

距離調整層 1 7 は、第 1 の実施の形態と同様に、有機層 1 8 の正孔注入層 1 8 A または正孔輸送層 1 8 B と同一の有機材料により構成されており、正孔注入層 1 8 A または正孔輸送層 1 8 B を兼ねていてもよい。また、図示しないが、距離調整層 1 7 は、正孔注入層 1 8 A または正孔輸送層 1 8 B とは別に設けられていてもよい。

【 0 1 1 9 】

有機発光素子 1 0 R 1 における光学的距離 $L R 1$ と、有機発光素子 1 0 R 2 における光学的距離 $L R 2$ とは数 2 を満たすことが好ましい。有機発光素子 1 0 G 1 における光学的距離 $L G 1$ と、有機発光素子 1 0 G 2 における光学的距離 $L G 2$ とは数 3 を満たすことが好ましい。有機発光素子 1 0 B 1 における光学的距離 $L B 1$ と、有機発光素子 1 0 B 2 における光学的距離 $L B 2$ とは数 4 を満たすことが好ましい。

20

【 0 1 2 0 】

(数 2)

$$L R 1 = L R a v e + L R$$

$$L R 2 = L R a v e - L R$$

$$(2 L R a v e) / \lambda + 2 \pi / (2 \pi) = m$$

(式中、 $L R a v e$ は有機発光素子 1 0 R 1 における光学的距離 $L R 1$ と有機発光素子 1 0 R 2 における光学的距離 $L R 2$ との平均光学的距離、 λ は第 1 端部 P 1 で生じる反射光の位相シフト ϕ_1 と第 2 端部 P 2 で生じる反射光の位相シフト ϕ_2 との和 ($\phi = \phi_1 + \phi_2$) (r a d)、 λ は第 2 端部 P 2 の側から取り出したい光のスペクトルのピーク波長、 m は $L R a v e$ が正となる整数をそれぞれ表す。なお、数 2 において $L R 1$, $L R 2$, $L R a v e$ および λ は単位が共通すればよいが、例えば (n m) を単位とする。)

30

(数 3)

$$L G 1 = L G a v e + L G$$

$$L G 2 = L G a v e - L G$$

$$(2 L G a v e) / \lambda + 2 \pi / (2 \pi) = m$$

(式中、 $L G a v e$ は有機発光素子 1 0 G 1 における光学的距離 $L G 1$ と有機発光素子 1 0 G 2 における光学的距離 $L G 2$ との平均光学的距離、 λ は第 1 端部 P 1 で生じる反射光の位相シフト ϕ_1 と第 2 端部 P 2 で生じる反射光の位相シフト ϕ_2 との和 ($\phi = \phi_1 + \phi_2$) (r a d)、 λ は第 2 端部 P 2 の側から取り出したい光のスペクトルのピーク波長、 m は $L G a v e$ が正となる整数をそれぞれ表す。なお、数 3 において $L G 1$, $L G 2$, $L G a v e$ および λ は単位が共通すればよいが、例えば (n m) を単位とする。)

40

(数 4)

$$L B 1 = L B a v e + L B$$

$$L B 2 = L B a v e - L B$$

$$(2 L B a v e) / \lambda + 2 \pi / (2 \pi) = m$$

(式中、 $L B a v e$ は有機発光素子 1 0 B 1 における光学的距離 $L B 1$ と有機発光素子 1 0 B 2 における光学的距離 $L B 2$ との平均光学的距離、 λ は第 1 端部 P 1 で生じる反射光の位相シフト ϕ_1 と第 2 端部 P 2 で生じる反射光の位相シフト ϕ_2 との和 ($\phi = \phi_1 + \phi_2$) (r a d)、 λ は第 2 端部 P 2 の側から取り出したい光のスペクトルのピーク波長、 m

50

は L_{Bave} が正となる整数をそれぞれ表す。なお、数 4 において L_{B1} , L_{B2} , L_{Bave} および は単位が共通すればよいが、例えば (nm) を単位とする。)

【 0 1 2 1 】

なお、数 2 ないし数 4 は数 1 を発光色 (R , G , B) ごとに表現したものであり、各々の第 1 式ないし第 3 式の意味は数 1 と同様である。

【 0 1 2 2 】

この表示装置は、例えば、画素 1 0 2 の形成予定領域に段差形成層 1 4 を形成することを除いては、第 1 の実施の形態と同様にして製造することができる。

【 0 1 2 3 】

本実施の形態の表示装置では、第 1 電極 1 5 と第 2 電極 1 9 との間に所定の電圧が印加されると、第 1 の実施の形態と同様にして発光が起こり、この光は、第 1 電極 1 5 と第 2 電極 1 9 との間で多重反射し、第 2 電極 1 9 の側から取り出される。このとき、隣り合う画素 1 0 1 , 1 0 2 に含まれ、発光波長が同じ有機発光素子 1 0 R 1 , 1 0 R 2 において、第 1 端部 P 1 と第 2 端部 P 2 との間の光学的距離 L_{R1} , L_{R2} が互いに異なっているので、各有機発光素子 1 0 R 1 , 1 0 R 2 から取り出される光は、そのスペクトルのピーク波長が異なる。従って、有機発光素子 1 0 R 1 , 1 0 R 2 が同時に発光した場合には、第 1 の実施の形態と同様に、合成スペクトルの半値幅が広がり、視野角特性が向上する。他の有機発光素子 1 0 G 1 , 1 0 G 2 間、有機発光素子 1 0 B 1 , 1 0 B 2 間においても同様である。

【 0 1 2 4 】

このように本実施の形態では、隣り合う画素 1 0 1 , 1 0 2 に含まれ、発光波長が同一である有機発光素子 1 0 R 1 , 1 0 R 2 , 1 0 G 1 , 1 0 G 2 , または 1 0 B 1 , 1 0 B 2 において、第 1 端部 P 1 と第 2 端部 P 2 との間の光学的距離 L_{R1} , L_{R2} , L_{G1} , L_{G2} , または L_{B1} , L_{B2} を互いに異ならせるようにしたので、発光波長の同じ素子から取り出される光のスペクトルのピーク波長を異ならせることができ、視野角特性を向上させることができる。

【 0 1 2 5 】

なお、上記実施の形態では、第 1 の実施の形態と同様に段差形成層 1 4 および距離調整層 1 7 を用いて光学的距離 L_{R1} , L_{G1} , L_{B1} と光学的距離 L_{R2} , L_{G2} , L_{B2} とを互いに異ならせるようにした場合について説明したが、第 2 または第 3 の実施の形態と同様に、駆動トランジスタ T_{r1} や配線などに起因する段差を利用して光学的距離 L_{R1} , L_{G1} , L_{B1} と光学的距離 L_{R2} , L_{G2} , L_{B2} とを互いに異ならせるようにしてもよい。

【 0 1 2 6 】

以下、第 5 の実施の形態に関して、他の構成により光学的距離 L_{R1} , L_{G1} , L_{B1} と光学的距離 L_{R2} , L_{G2} , L_{B2} とを互いに異ならせた変形例 1 ~ 3 について説明する。これらの変形例 1 ~ 3 は、第 1 電極 1 5 の構成または有機層 1 8 の厚みの差を用いて光学的距離 L_{R1} , L_{G1} , L_{B1} と光学的距離 L_{R2} , L_{G2} , L_{B2} とを異ならせるようにしたものである。

【 0 1 2 7 】

(変形例 1)

図 2 5 は、変形例 1 に係る画素 1 0 1 , 1 0 2 の断面構成を表したものである。この表示装置は、第 1 電極 1 5 を、銀 (Ag) を含む合金よりなる反射電極 1 5 A と、透明電極 1 5 B とを基板 1 1 の側からこの順に積層したものである。この場合、画素 1 0 1 の透明電極 1 5 B は、多結晶 ITO よりなる下層 1 5 B B と、アモルファス ITO または IZO よりなる上層 1 5 B T とを順に積層した構成を有し、画素 1 0 2 の透明電極 1 5 B は下層 1 5 B B のみを有する。

【 0 1 2 8 】

この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。

【 0 1 2 9 】

図 2 6 および図 2 7 は、この表示装置の製造方法を工程順に表すものである。まず、図 2 6 (A) に示したように、上述した材料よりなる基板 1 1 の上に、第 1 の実施の形態と同様にして駆動トランジスタ $T r 1$ を含む画素駆動回路 1 4 0 および平坦化絶縁膜 1 3 を形成したのち、例えばスパッタ法により、上述した材料よりなる反射電極 1 5 A と、下層 1 5 B B および上層 1 5 B T よりなる透明電極 1 5 B とを順に成膜する。

【 0 1 3 0 】

次いで、上層 1 5 B T の上に、例えばリソグラフィ技術を用いてレジストパターン（図示せず）を形成し、図 2 6 (B) に示したように、このレジストパターンをマスクとしたウェットエッチングにより、画素 1 0 2 の上層 1 5 B T を選択的に除去する。このとき、例えば、下層 1 5 B B を多結晶 I T O、上層 1 5 B T をアモルファス I T O または I Z O によりそれぞれ構成し、ウェットエッチング液としてリン酸、硝酸および酢酸の混合液を用いることにより、アモルファス I T O または I Z O と、多結晶 I T O とのウェットエッチング選択比を利用して、上層 1 5 B T のみを選択的に除去することができる。

10

【 0 1 3 1 】

更に、図 2 7 に示したように、例えばドライエッチングにより透明電極 1 5 B および反射電極 1 5 A を選択的に除去して各有機発光素子 1 0 R、1 0 G、1 0 B ごとに分離し、図 2 5 に示したような第 1 電極 1 5 を形成する。

【 0 1 3 2 】

そののち、第 1 電極 1 5 の間の領域に電極間絶縁膜 1 6（図 5 参照。）を設け、例えば蒸着法により、上述した厚みおよび材料よりなる正孔注入層 1 8 A、正孔輸送層 1 8 B、発光層 1 8 C、電子輸送層 1 8 D および第 2 電極 1 9 を順次成膜し、図 2 5 に示したような有機発光素子 1 0 R、1 0 G、1 0 B を形成する。続いて、有機発光素子 1 0 R、1 0 G、1 0 B の上に保護膜 3 0 および接着層 4 0 を形成し、カラーフィルタ 5 1 を設けた封止用基板 5 0 を貼り合わせる。以上により、図 2 5 に示した表示装置が完成する。

20

【 0 1 3 3 】

（変形例 2）

図 2 8 は、第 1 電極 1 5 の他の構成例を表したものである。本変形例の第 1 電極 1 5 は、反射電極 1 5 A と透明電極 1 5 B とを交互に含む積層構造を有するものである。画素 1 0 1 の第 1 電極 1 5 は、銀（A g）を含む合金よりなる第 1 反射電極 1 5 A 1、多結晶 I T O よりなる第 1 透明電極 1 5 B 1、銀（A g）を含む合金よりなる第 2 反射電極 1 5 A 2 および多結晶 I T O よりなる第 2 透明電極 1 5 B 2 を基板 1 1 側からこの順に積層した構成を有している。画素 1 0 2 の第 1 電極 1 5 は、第 1 反射電極 1 5 A 1 および第 1 透明電極 1 5 B 1 を基板 1 1 側からこの順に積層した構成を有している。第 1 透明電極 1 5 B 1 および第 2 透明電極 1 5 B 2 の厚みは、光学的距離 $L R 1$ 、 $L G 1$ 、 $L B 1$ と光学的距離 $L R 2$ 、 $L G 2$ 、 $L B 2$ に応じて異なっており、第 2 透明電極 1 5 B 2 は第 1 透明電極 1 5 B 1 よりも厚みが厚くなっている。画素 1 0 1 における第 1 端部 $P 1 1$ の位置は、第 2 反射電極 1 5 A 2 の発光層 1 8 C 側の端面であり、画素 1 0 2 における第 1 端部 $P 1 2$ の位置は、第 1 反射電極 1 5 A 1 の発光層 1 8 C 側の端面である。

30

【 0 1 3 4 】

この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。

40

【 0 1 3 5 】

図 2 9 および図 3 0 は、この表示装置の製造方法を工程順に表すものである。まず、図 2 9 (A) に示したように、上述した材料よりなる基板 1 1 の上に、第 1 の実施の形態と同様にして駆動トランジスタ $T r 1$ を含む画素駆動回路 1 4 0 および平坦化絶縁膜 1 3 を形成したのち、例えばスパッタ法により、上述した材料よりなる第 1 反射電極 1 5 A 1、第 1 透明電極 1 5 B 1、第 2 反射電極 1 5 A 2 および第 2 透明電極 1 5 B 2 を順に成膜する。このとき、例えば、第 1 透明電極 1 5 B 1 は多結晶 I T O、第 2 反射電極 1 5 A 2 は銀（A g）を含む合金によりそれぞれ構成する。

【 0 1 3 6 】

次いで、第 2 透明電極 1 5 B 2 の上に、例えばリソグラフィ技術を用いてレジストパタ

50

ーン（図示せず）を形成し、図 29（B）に示したように、例えばドライエッチングにより、画素 101 以外の領域の第 2 透明電極 15B2 と第 2 反射電極 15A2 の厚み方向の一部とを選択的に除去する。

【0137】

更に、図 30（A）に示したように、エッチング液として例えばリン酸、硝酸および酢酸の混合液を用いたウェットエッチングにより、第 2 反射電極 15A2 の厚み方向の残部を選択的に除去し、第 1 透明電極 15B1 を露出させる。このとき、ITO と銀（Ag）を含む合金とのウェットエッチング選択比により、第 2 反射電極 15A2 のみを除去することができる。

【0138】

続いて、図 30（B）に示したように、例えばドライエッチングにより第 1 透明電極 15B1 および第 1 反射電極 15A1 を除去して各有機発光素子 10R、10G、10B ごとに分離し、図 28 に示したような第 1 電極 15 を形成する。

【0139】

そののち、第 1 電極 15 の間の領域に電極間絶縁膜 16（図 5 参照。）を設け、上述した方法と同様にして正孔注入層 18A、正孔輸送層 18B、発光層 18C、電子輸送層 18D および第 2 電極 19 を順次成膜し、図 28 に示したような有機発光素子 10R、10G、10B を形成する。そののち、有機発光素子 10R、10G、10B の上に保護膜 30 および接着層 40 を形成し、カラーフィルタ 51 を設けた封止用基板 50 を貼り合わせる。以上により、図 28 に示した表示装置が完成する。

【0140】

（変形例 3）

図 31 は、変形例 3 に係る画素 101、102 の断面構成を表したものである。この表示装置は、画素 101 の有機層 18 の厚みを、画素 102 よりも厚くしたものである。この場合、例えば、正孔注入層 18A、正孔輸送層 18B、発光層 18C および電子輸送層 18D のうちいずれか一層または二層以上の厚みを異ならせるようにすればよい。特に、正孔注入層 18A または正孔輸送層 18B の厚みを異ならせることが好ましい。正孔注入層 18A または正孔輸送層 18B は、キャリア移動度が高く、厚みに対する電圧依存性が小さいからである。一般的には発光層 18C または電子輸送層 18D の厚みを変えると素子の駆動電圧に与える影響が大きく、厚い部位では電圧が高く、薄い部位では電圧が低くなってしまうので、発光輝度に不均一が生じるおそれがある。

【0141】

なお、正孔注入層 18A の構成材料としては、一般に、フタロシアニン化合物、アミン化合物またはアザアリアル化合物などが挙げられるが、本実施の形態のように画素 101 と画素 102 とで厚みを異ならせる場合には、アザアリアル化合物であるアザアントラセン誘導体またはアザトリフェニレン誘導体などが好ましい。

【0142】

この表示装置は、例えば次のようにして製造することができる。

【0143】

まず、基板 11 の上に、第 1 の実施の形態と同様にして、上述した材料よりなる駆動トランジスタ Tr1 を含む画素駆動回路 140、平坦化絶縁膜 13、第 1 電極 15 および電極間絶縁膜 16 を形成する。

【0144】

次いで、第 1 電極 15 の上に、正孔注入層 18A、正孔輸送層 18B、発光層 18C、電子輸送層 18D および第 2 電極 19 を順次成膜する。その際、画素 101 と画素 102 とで有機層 18 の厚みを異ならせる。有機層 18 を異なる厚みに形成する方法としては、マスクを用いた蒸着法、インクジェット法、レーザ転写または印刷法など、有機層 18 の形成に用いられる一般的な方法をいずれも用いることができる。

【0145】

続いて、有機発光素子 10R、10G、10B の上に保護膜 30 および接着層 40 を形

10

20

30

40

50

成し、カラーフィルタ 5 1 を設けた封止用基板 5 0 を貼り合わせる。以上により、図 3 1 に示した表示装置が完成する。

【 0 1 4 6 】

(モジュールおよび適用例)

以下、上述した第 1 ないし第 5 の実施の形態で説明した表示装置の適用例について説明する。上記各実施の形態の表示装置は、テレビジョン装置、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装置あるいはビデオカメラなど、外部から入力された映像信号あるいは内部で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器の表示装置に適用することが可能である。

【 0 1 4 7 】

10

(モジュール)

上記各実施の形態の表示装置は、例えば、図 3 2 に示したようなモジュールとして、後述する適用例 1 ~ 5 などの種々の電子機器に組み込まれる。このモジュールは、例えば、基板 1 1 の一辺に、封止用基板 5 0 および接着層 4 0 から露出した領域 2 1 0 を設け、この露出した領域 2 1 0 に、信号線駆動回路 1 2 0 および走査線駆動回路 1 3 0 の配線を延長して外部接続端子 (図示せず) を形成したものである。外部接続端子には、信号の入出力のためのフレキシブルプリント配線基板 (F P C ; Flexible Printed Circuit) 2 2 0 が設けられていてもよい。

【 0 1 4 8 】

(適用例 1)

20

図 3 3 は、上記各実施の形態の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表したものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル 3 1 0 およびフィルターガラス 3 2 0 を含む映像表示画面部 3 0 0 を有しており、この映像表示画面部 3 0 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

【 0 1 4 9 】

(適用例 2)

図 3 4 は、上記各実施の形態の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したものである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部 4 1 0、表示部 4 2 0、メニュースイッチ 4 3 0 およびシャッターボタン 4 4 0 を有しており、その表示部 4 2 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

30

【 0 1 5 0 】

(適用例 3)

図 3 5 は、上記各実施の形態の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータの外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体 5 1 0、文字等の入力操作のためのキーボード 5 2 0 および画像を表示する表示部 5 3 0 を有しており、その表示部 5 3 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

【 0 1 5 1 】

(適用例 4)

図 3 6 は、上記各実施の形態の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したものである。このビデオカメラは、例えば、本体部 6 1 0、この本体部 6 1 0 の前方側面に設けられた被写体撮影用のレンズ 6 2 0、撮影時のスタート / ストップスイッチ 6 3 0 および表示部 6 4 0 を有しており、その表示部 6 4 0 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

40

【 0 1 5 2 】

(適用例 5)

図 3 7 は、上記各実施の形態の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したものである。この携帯電話機は、例えば、上側筐体 7 1 0 と下側筐体 7 2 0 とを連結部 (ヒンジ部) 7 3 0 で連結したものであり、ディスプレイ 7 4 0、サブディスプレイ 7 5 0、ピクチャーライト 7 6 0 およびカメラ 7 7 0 を有している。そのディスプレイ 7 4 0 またはサ

50

ブディスプレイ 750 は、上記各実施の形態に係る表示装置により構成されている。

【0153】

以上、実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく、種々変形が可能である。例えば、上記第 1 ないし第 3 の実施の形態では、発光層 18C が、平面形状において中央部の第 1 領域 21 と左右部の第 2 領域 22 とに分けられている場合について説明したが、第 1 領域 21 および第 2 領域 22 は、図 38 に示したように平面形状において右側半分と左側半分に分けられていてもよいし、図 39 に示したように上側半分と下側半分とに分けられていてもよい。また、図 40 に示したように斜めの境界線で分割されていてもよく、視認上問題ない範囲で選択可能である。

【0154】

また、段差形成層 14 は、基板 11 の一部の領域に限らず、基板 11 の全面に形成されていてもよい。その場合、段差形成層 14 の厚みを変えることにより、第 1 電極 15 の発光層 18C 側の端面に段差を形成することができる。

【0155】

更に、上記第 4 の実施の形態では、第 1 端部 P1 が連続的な凹凸形状を有している場合について説明したが、第 1 端部 P1 と第 2 端部 P2 の少なくとも一方が連続的な凹凸形状を有していればよい。

【0156】

加えて、有機発光素子 10R, 10G, 10B は、第 1 領域 21 および第 2 領域 22 の二つに限らず、三つ以上の領域に分けられていてもよい。この場合、そのうちの少なくとも二つの領域において光学的距離が異なればよい。

【0157】

更にまた、例えば、上記実施の形態において説明した各層の材料および厚み、または成膜方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。例えば、上記実施の形態においては、基板 11 の上に、第 1 電極 15, 有機層 18 および第 2 電極 19 を基板 11 の側から順で積層し、封止用基板 50 の側から光を取り出すようにした場合について説明したが、積層順序を逆にして、基板 11 の上に、第 2 電極 19, 有機層 18 および第 1 電極 15 を基板 11 の側から順に積層し、基板 11 の側から光を取り出すようにすることもできる。

【0158】

加えてまた、例えば、上記実施の形態では、第 1 電極 15 を陽極、第 2 電極 19 を陰極とする場合について説明したが、陽極および陰極を逆にして、第 1 電極 15 を陰極、第 2 電極 19 を陽極としてもよい。さらに、第 1 電極 15 を陰極、第 2 電極 19 を陽極とすると共に、基板 11 の上に、第 2 電極 19, 有機層 18 および第 1 電極 15 を基板 11 の側から順に積層し、基板 11 の側から光を取り出すようにすることもできる。

【0159】

更にまた、上記実施の形態では、有機発光素子 10R, 10G, 10B の構成を具体的に挙げて説明したが、全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に備えていてもよい。例えば、第 1 電極 15 と有機層 18 との間に、酸化クロム (III) (Cr_2O_3)、ITO (Indium-Tin Oxide: インジウム (In) およびスズ (Sn) の酸化物混合膜) などからなる正孔注入用薄膜層を備えていてもよい。また、例えば第 1 電極 15 または反射電極 15A は、誘電体多層膜とすることもできる。

【0160】

加えてまた、上記実施の形態では、第 2 電極 19 が半透過性反射層により構成されている場合について説明したが、第 2 電極 19 は、半透過性反射層と透明電極とが第 1 電極 15 の側から順に積層された構造としてもよい。この透明電極は、半透過性反射層の電気抵抗を下げるためのものであり、発光層で発生した光に対して十分な透光性を有する導電性材料により構成されている。透明電極を構成する材料としては、例えば、ITO またはインジウムと亜鉛 (Zn) と酸素とを含む化合物が好ましい。室温で成膜しても良好な導電性を得ることができるからである。透明電極の厚みは、例えば 30 nm 以上 1000 nm

10

20

30

40

50

以下とすることができる。また、この場合、半透過性反射層を一方の端部とし、透明電極を挟んで半透過性電極に対向する位置に他方の端部を設け、透明電極を共振部とする共振器構造を形成するようにしてもよい。さらに、そのような共振器構造を設けた上で、有機発光素子 10R, 10G, 10B を保護膜 30 で覆うようにし、この保護膜 30 を、透明電極を構成する材料と同程度の屈折率を有する材料により構成すれば、保護膜 30 を共振部の一部とすることができ、好ましい。

【0161】

更にまた、本発明は、第2電極 19 を透明電極により構成すると共に、この透明電極の有機層 18 と反対側の端面の反射率が大きくなるように構成し、第1電極 15 の発光層 18C 側の端面を第1端部、透明電極の有機層と反対側の端面を第2端部とした共振器構造を構成した場合についても適用することができる。例えば、透明電極を大気層に接触させ、透明電極と大気層との境界面の反射率を大きくして、この境界面を第2端部としてもよい。また、接着層との境界面での反射率を大きくして、この境界面を第2端部としてもよい。さらに、有機発光素子 10R, 10G, 10B を保護膜 30 で覆い、この保護膜 30 との境界面での反射率を大きくして、この境界面を第2端部としてもよい。

【0162】

加えてまた、上記各実施の形態では、アクティブマトリクス型の表示装置の場合について説明したが、本発明はパッシブマトリクス型の表示装置への適用も可能である。更にまた、アクティブマトリクス駆動のための画素駆動回路の構成は、上記各実施の形態で説明したものに限られず、必要に応じて容量素子やトランジスタを追加してもよい。その場合、画素駆動回路の変更に応じて、上述した信号線駆動回路 120 や走査線駆動回路 130 のほかに、必要な駆動回路を追加してもよい。

【図面の簡単な説明】

【0163】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る表示装置の構成を表す図である。

【図2】図1に示した画素駆動回路の一例を表す図である。

【図3】図1に示した表示領域の構成を表す平面図である。

【図4】図3に示した有機発光素子の構成を表す平面図である。

【図5】図3に示した有機発光素子の構成を表す断面図である。

【図6】Lを変えた場合の共振器フィルタのスペクトルを表す図である。

【図7】Lを変えた場合の視野角による輝度の変化を表す図である。

【図8】Lを変えた場合の視野角による色差 u' v' を表す図である。

【図9】図5に示した有機発光素子の他の構成例を表す断面図である。

【図10】図1に示した表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。

【図11】図10に続く工程を表す断面図である。

【図12】図11に続く工程を表す断面図である。

【図13】本発明の第2の実施の形態に係る表示装置に用いられる有機発光素子の構成を表す断面図である。

【図14】本発明の第3の実施の形態に係る表示装置に用いられる有機発光素子の構成を表す断面図である。

【図15】図14に示した有機発光素子の他の構成例を表す断面図である。

【図16】本発明の第4の実施の形態に係る表示装置に用いられる有機発光素子の構成を表す断面図である。

【図17】図16に示した有機発光素子の他の構成を表す断面図である。

【図18】図16に示した有機発光素子の更に他の構成を表す断面図である。

【図19】図16に示した表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。

【図20】図19に続く工程を表す断面図である。

【図21】図17に示した表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。

【図22】図21に続く工程を表す断面図である。

【図23】本発明の第5の実施の形態に係る表示装置の構成を表す平面図である。

【図 2 4】図 2 3 に示した隣り合う二つの画素の構成を表す断面図である。
 【図 2 5】変形例 1 の隣り合う二つの画素の構成を表す断面図である。
 【図 2 6】図 2 5 に示した表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。
 【図 2 7】図 2 6 に続く工程を表す断面図である。
 【図 2 8】変形例 2 の隣り合う二つの画素の構成を表す断面図である。
 【図 2 9】図 2 8 に示した表示装置の製造方法を工程順に表す断面図である。
 【図 3 0】図 2 9 に続く工程を表す断面図である。
 【図 3 1】変形例 3 の隣り合う二つの画素の構成を表す断面図である。
 【図 3 2】上記各実施の形態の表示装置を含むモジュールの概略構成を表す平面図である

10

。【図 3 3】上記各実施の形態の表示装置の適用例 1 の外観を表す斜視図である。
 【図 3 4】(A) は適用例 2 の表側から見た外観を表す斜視図であり、(B) は裏側から見た外観を表す斜視図である。
 【図 3 5】適用例 3 の外観を表す斜視図である。
 【図 3 6】適用例 4 の外観を表す斜視図である。
 【図 3 7】(A) は適用例 5 の開いた状態の正面図、(B) はその側面図、(C) は閉じた状態の正面図、(D) は左側面図、(E) は右側面図、(F) は上面図、(G) は下面図である。
 【図 3 8】図 2 に示した有機発光素子の第 1 領域および第 2 領域の平面形状の他の例を表す平面図である。
 【図 3 9】図 2 に示した有機発光素子の第 1 領域および第 2 領域の平面形状の更に他の例を表す平面図である。
 【図 4 0】図 2 に示した有機発光素子の第 1 領域および第 2 領域の平面形状の更に他の例を表す平面図である。

20

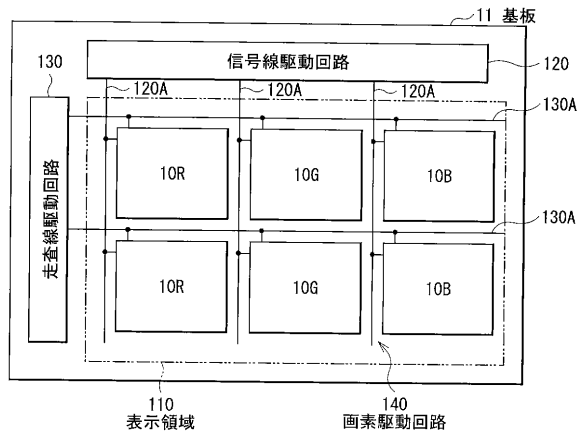
【符号の説明】

【 0 1 6 4 】

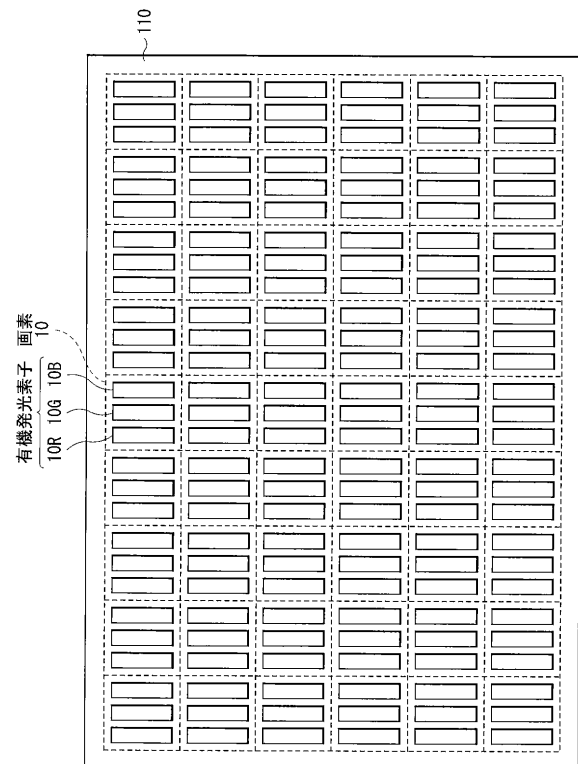
1 0 , 1 0 1 , 1 0 2 ... 画素、1 0 R , 1 0 G , 1 0 B ... 有機発光素子、1 1 ... 基板、1 3 ... 平坦化絶縁膜、1 4 ... 段差形成層、1 5 ... 第 1 電極、1 5 A ... 反射電極、1 5 A 1 ... 第 1 反射電極、1 5 A 2 ... 第 2 反射電極、1 5 B ... 透明電極、1 5 B 1 ... 第 1 透明電極、1 5 B 2 ... 第 2 透明電極、1 5 B B ... 下層、1 5 B T ... 上層、1 6 ... 電極間絶縁膜、1 7 ... 距離調整層、1 7 A ... 上面、1 8 ... 有機層、1 8 A ... 正孔注入層、1 8 B ... 正孔輸送層、1 8 C ... 発光層、1 8 D ... 電子輸送層、1 9 ... 第 2 電極、2 1 ... 第 1 領域、2 2 ... 第 2 領域、3 0 ... 保護膜、4 0 ... 接着層、5 0 ... 封止用基板、5 1 ... カラーフィルタ、6 1 ... 凹凸構造、6 1 A ... 突起部、6 1 B ... 被覆層、6 1 C ... 接続孔、P 1 ... 第 1 端部、P 2 ... 第 2 端部

30

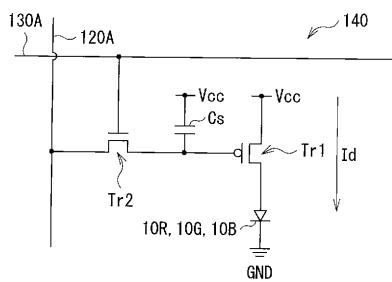
【図 1】



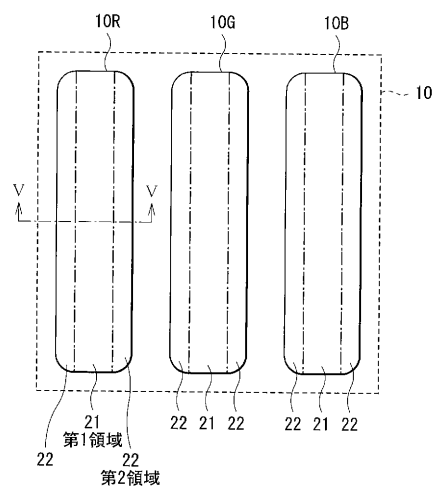
【図 3】



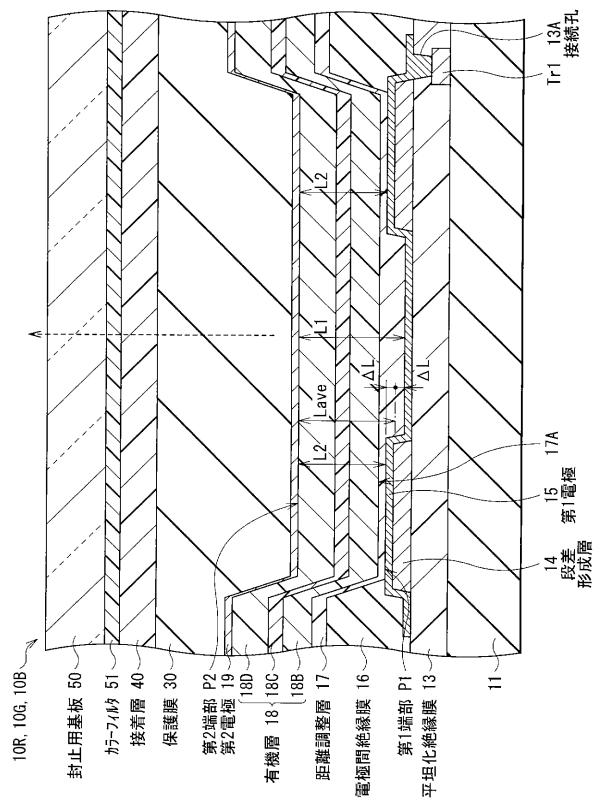
【図 2】



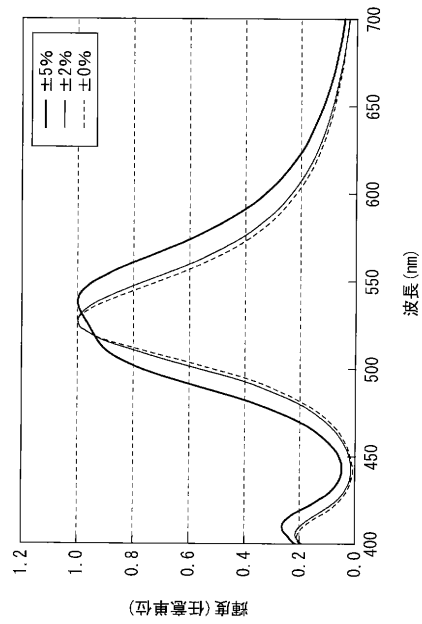
【図 4】



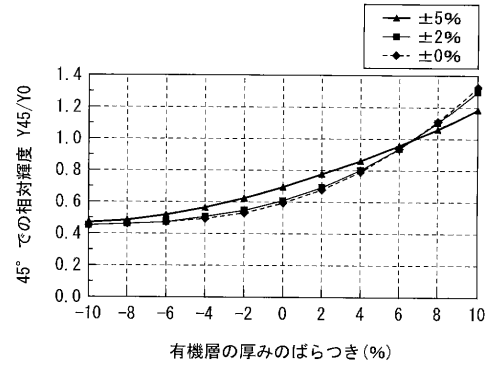
【図 5】



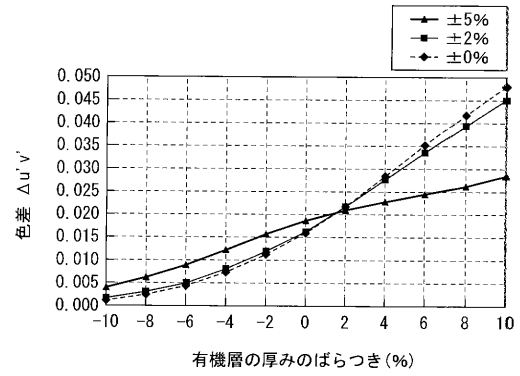
【図 6】



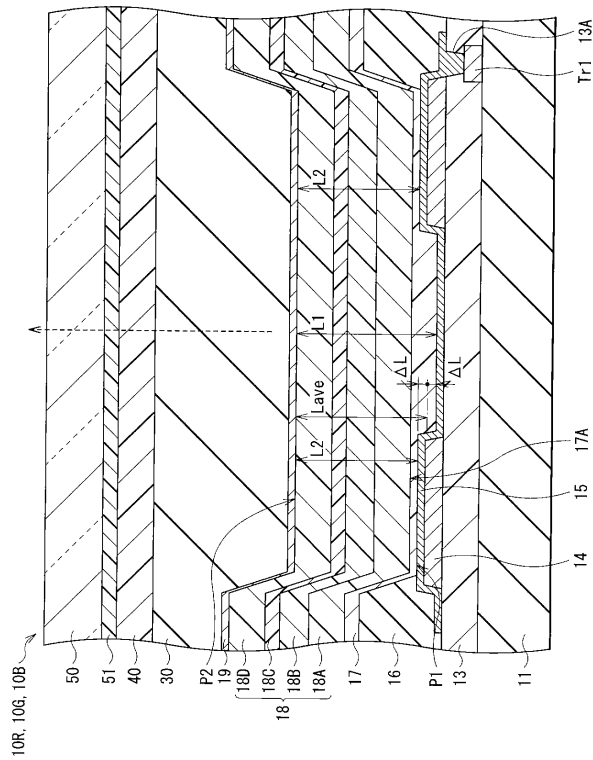
【図 7】



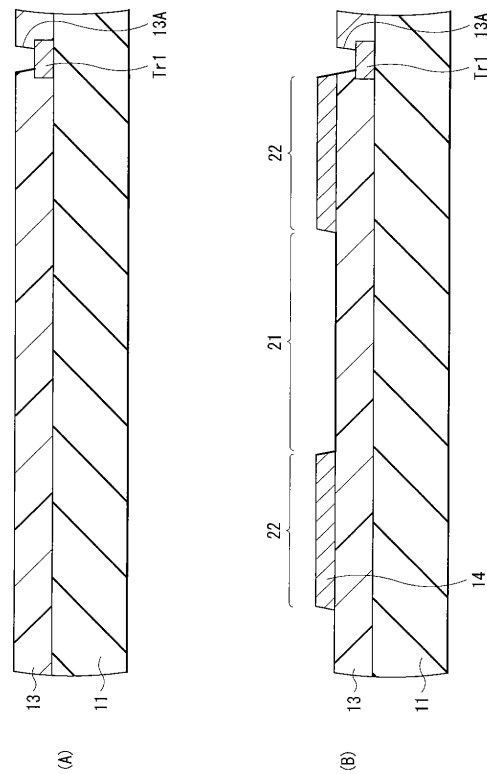
【図 8】



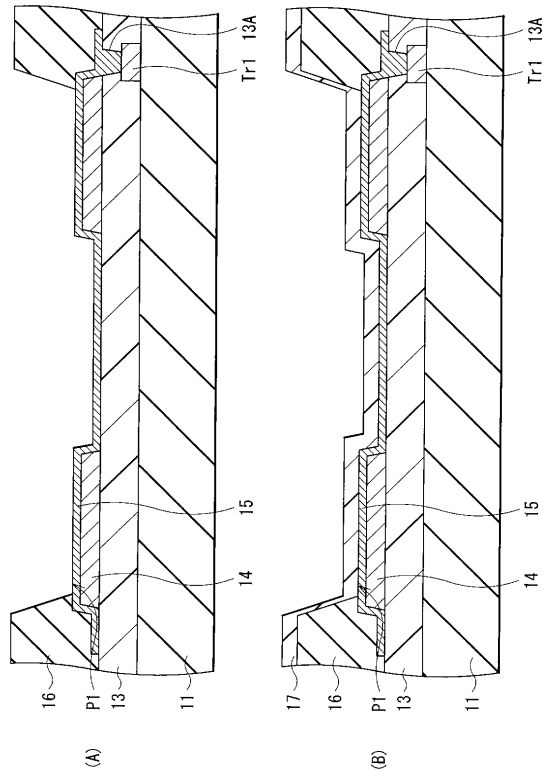
【図 9】



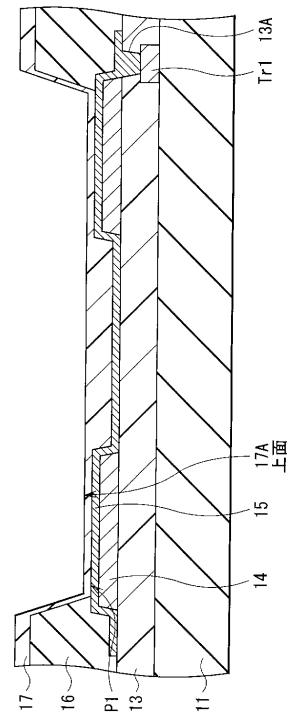
【図 10】



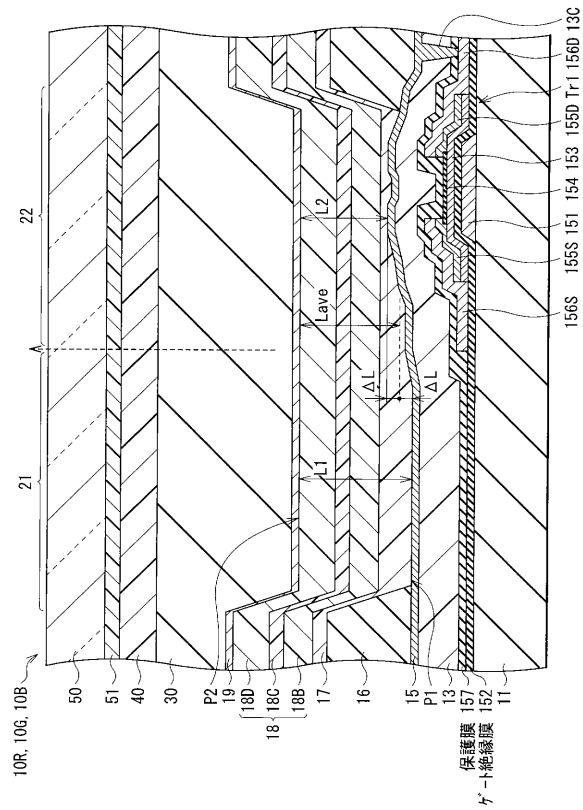
【図 1 1】



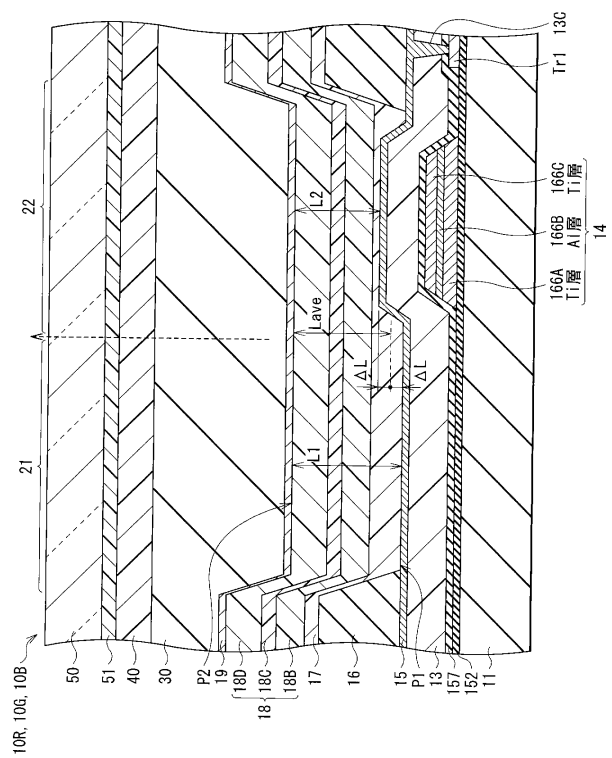
【図 1 2】



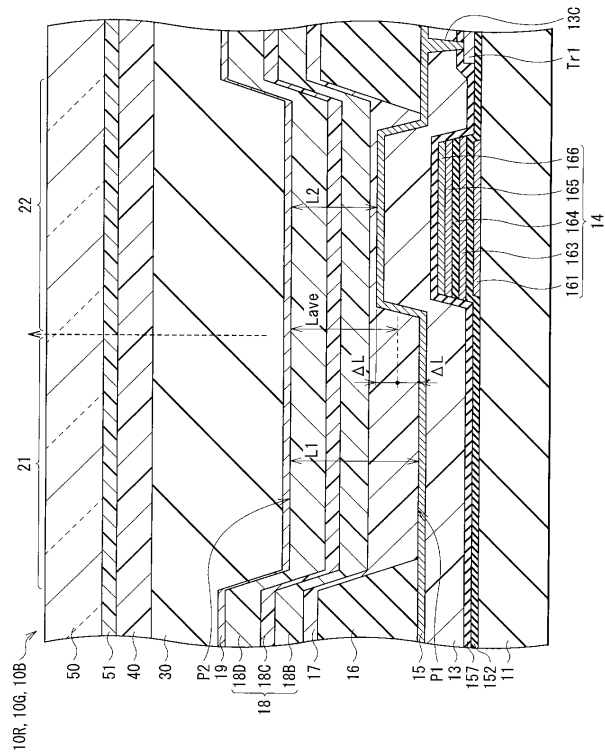
【図 1 3】



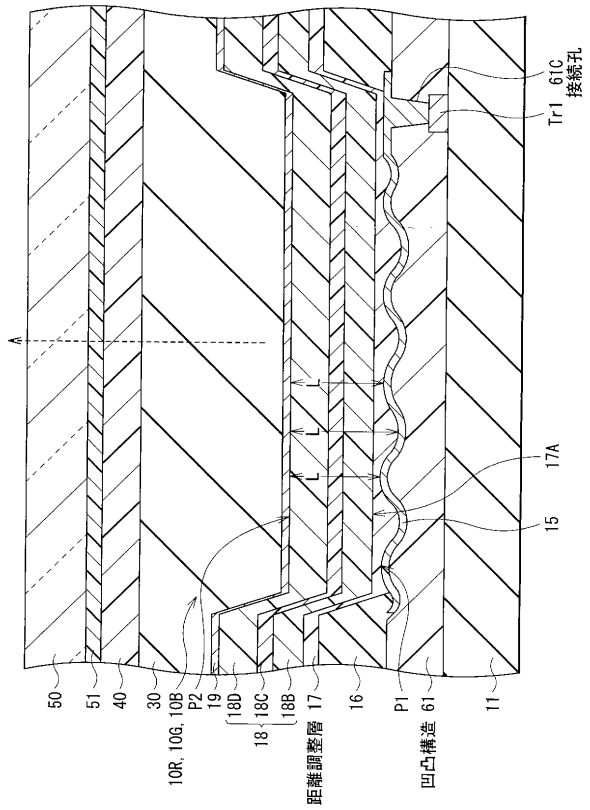
【図 1 4】



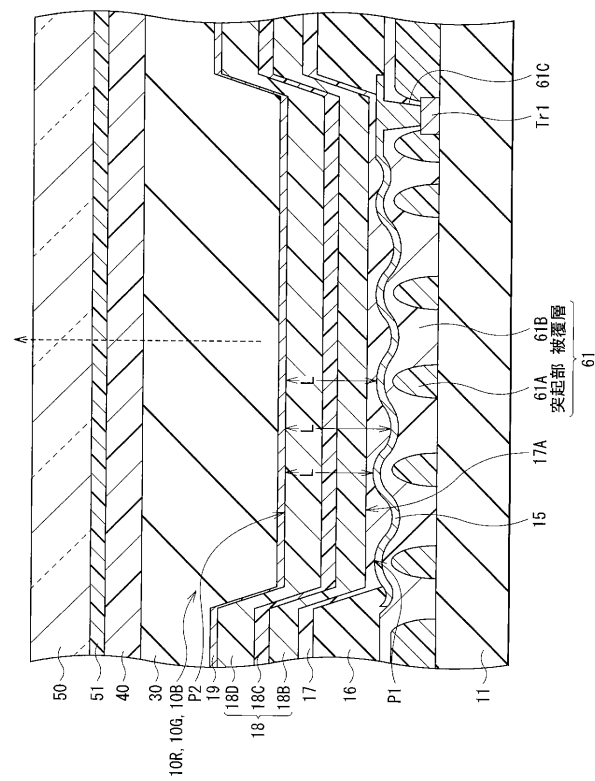
【 図 1 5 】



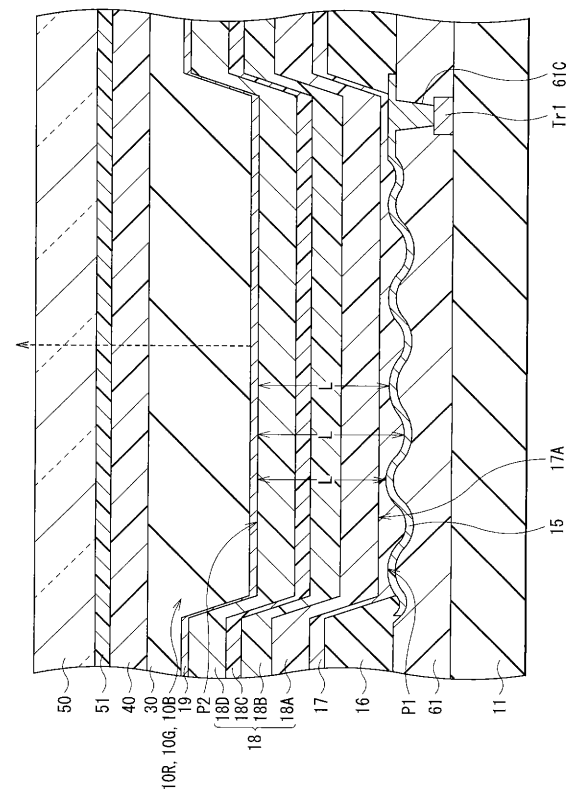
【 図 1 6 】



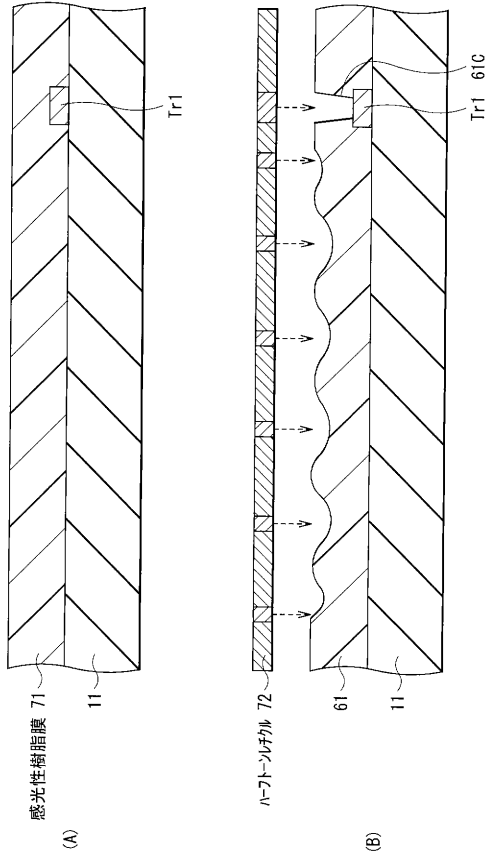
【 図 1 7 】



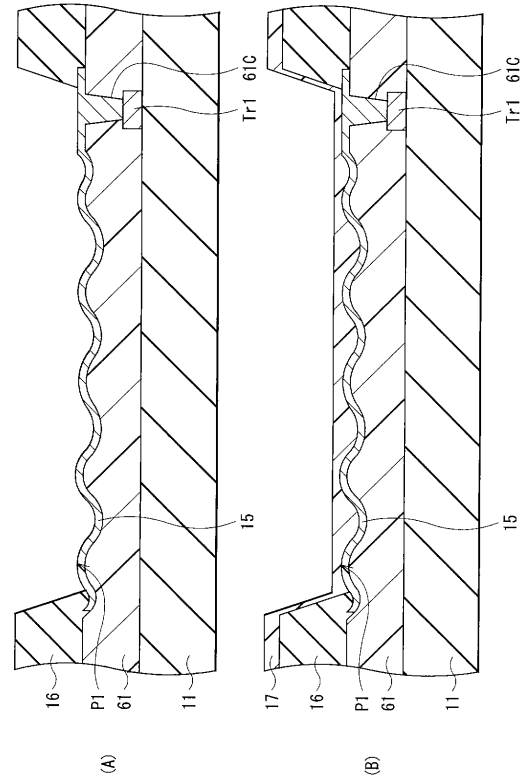
【 図 1 8 】



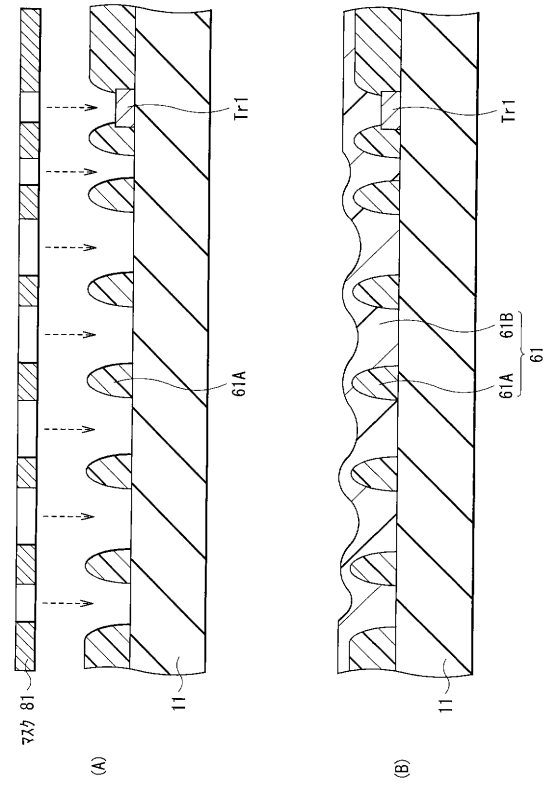
【図 19】



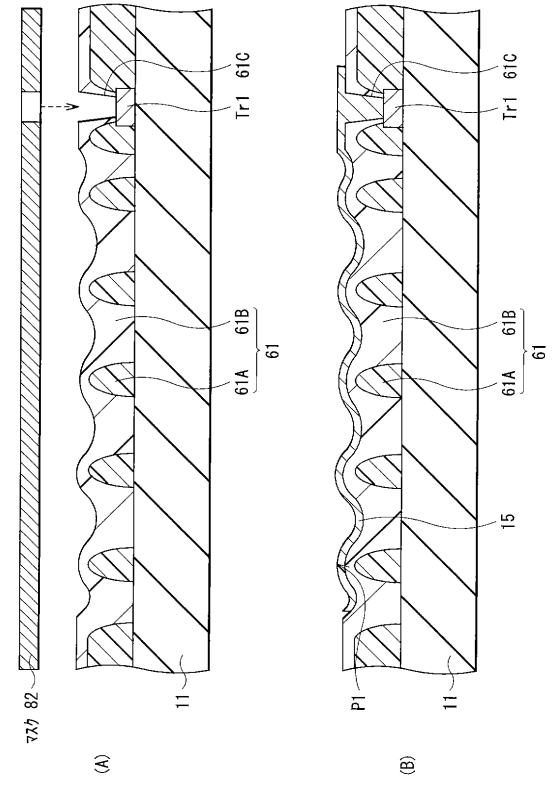
【図 20】



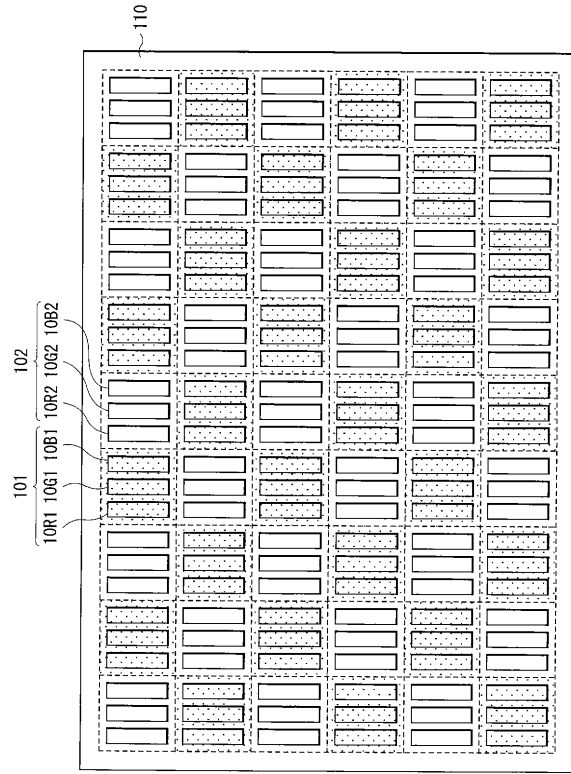
【図 21】



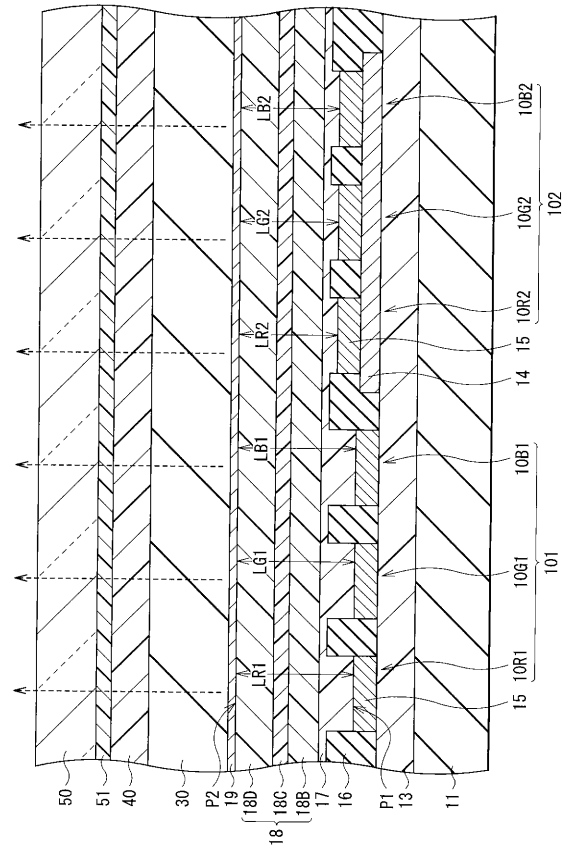
【図 22】



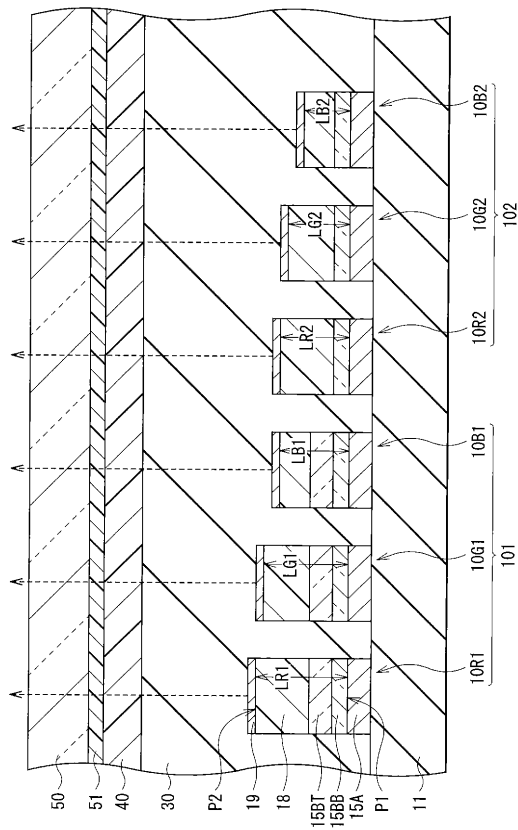
【図 2 3】



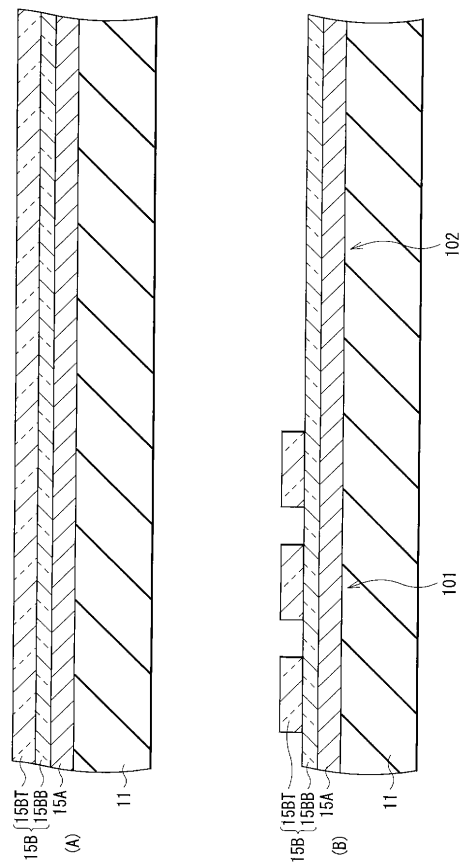
【図 2 4】



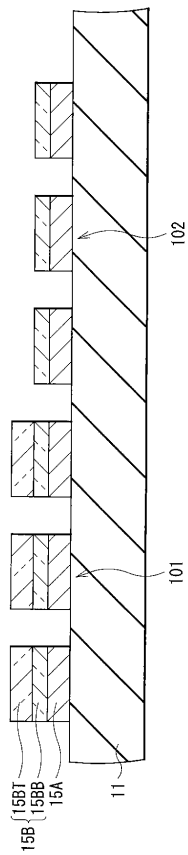
【図 2 5】



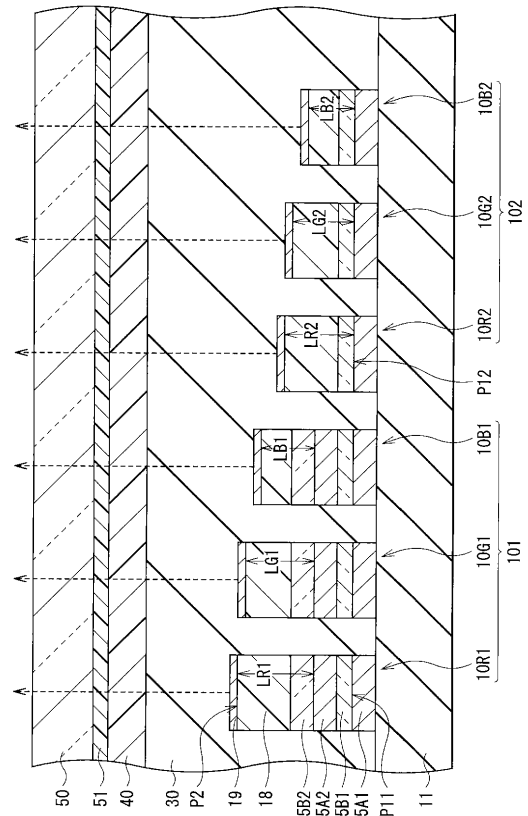
【図 2 6】



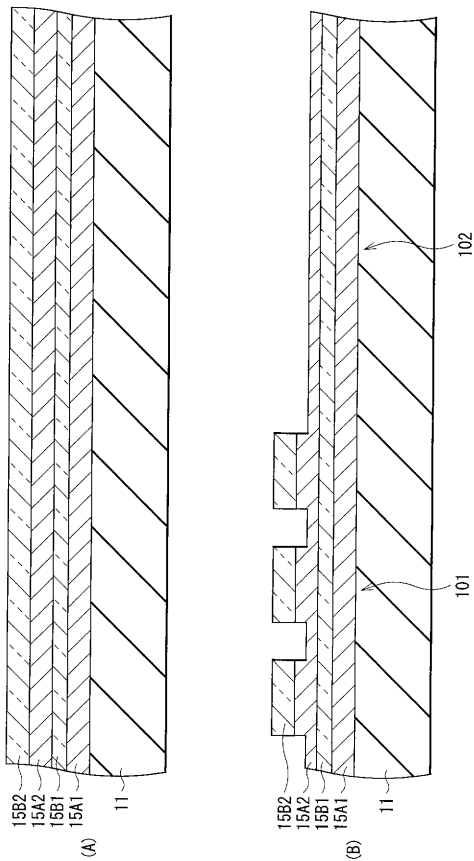
【図 27】



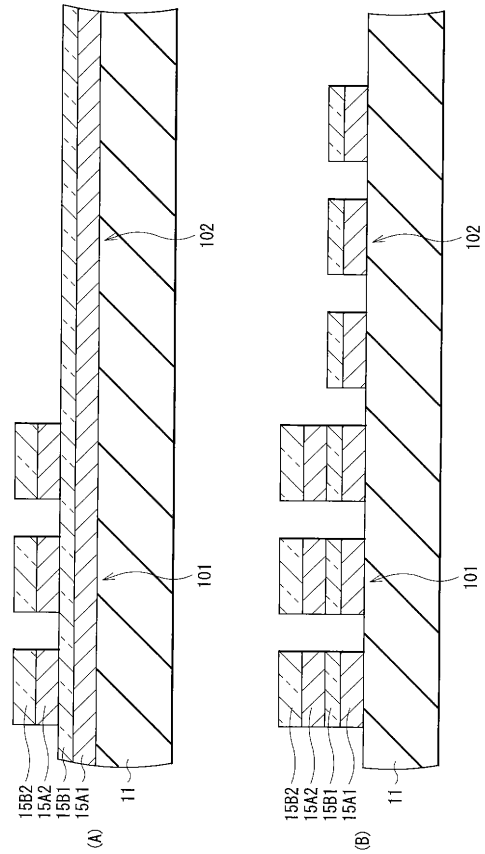
【図 28】



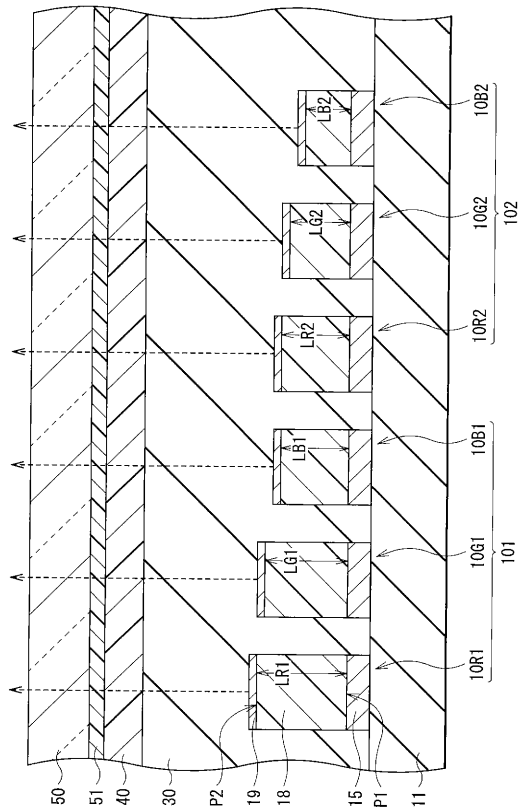
【図 29】



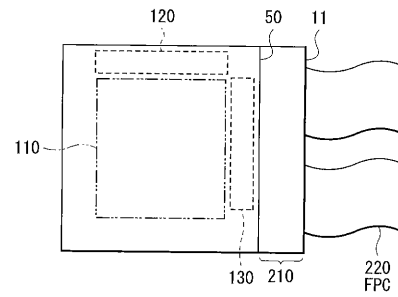
【図 30】



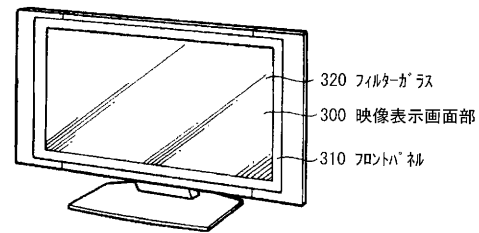
【図 3 1】



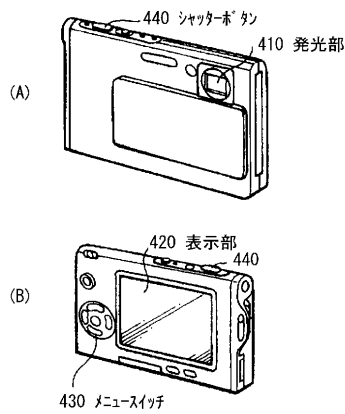
【図 3 2】



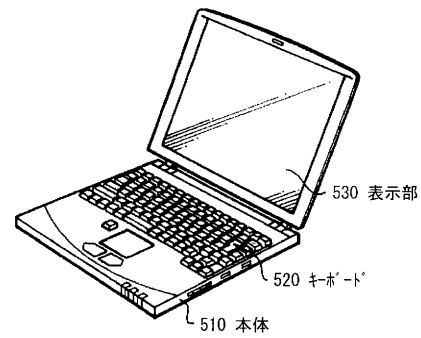
【図 3 3】



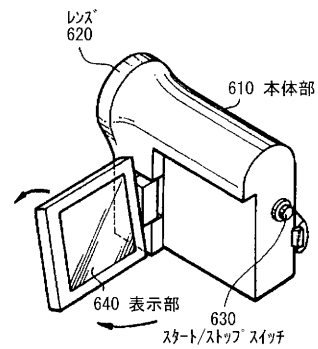
【図 3 4】



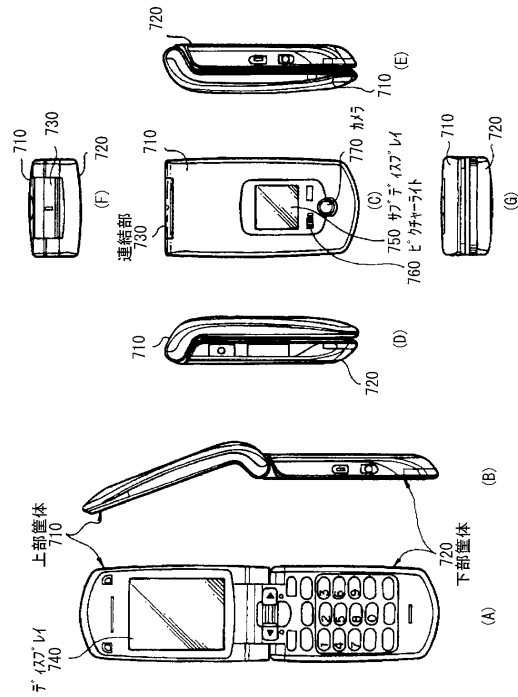
【図 3 5】



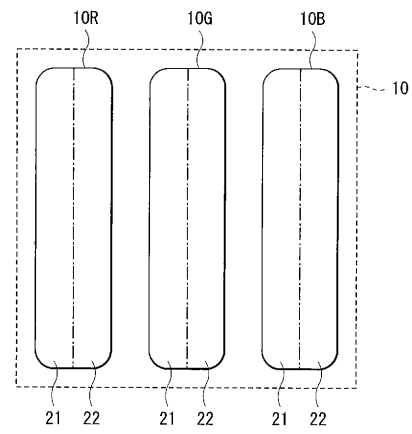
【図 3 6】



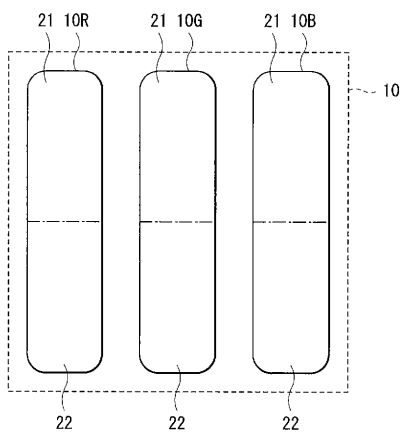
【図 37】



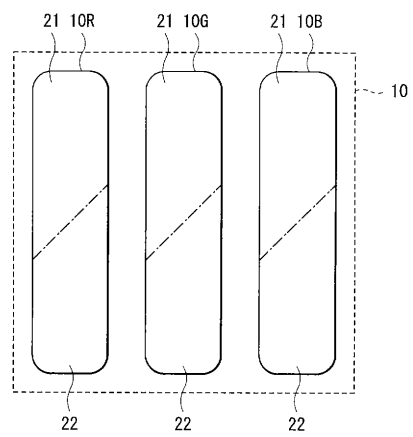
【図 38】



【図 39】



【図 40】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. F I
G 0 9 F 9/30 3 6 5 Z

(72)発明者 廣升 泰信
東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

審査官 本田 博幸

(56)参考文献 特開平09-045477(JP,A)
特表2007-507851(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
H 0 5 B 3 3 / 2 4
H 0 5 B 3 3 / 0 2
H 0 1 L 2 7 / 3 2
H 0 1 L 5 1 / 5 0
G 0 9 F 9 / 3 0

专利名称(译)	显示设备和显示设备		
公开(公告)号	JP4645587B2	公开(公告)日	2011-03-09
申请号	JP2006351863	申请日	2006-12-27
[标]申请(专利权)人(译)	索尼公司		
申请(专利权)人(译)	索尼公司		
当前申请(专利权)人(译)	索尼公司		
[标]发明人	浅木玲生 藤岡弘文 廣升泰信		
发明人	浅木 玲生 藤岡 弘文 廣升 泰信		
IPC分类号	H05B33/24 H05B33/02 H01L51/50 G09F9/30 H01L27/32		
CPC分类号	H01L51/5265 G09G3/3225 G09G2320/028 H01L27/3244 H01L51/5203 H01L51/5209		
FI分类号	H05B33/24 H05B33/02 H05B33/14.A G09F9/30.340 G09F9/30.338 G09F9/30.365.Z G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC32 3K107/CC37 3K107/DD10 3K107/DD23 3K107/DD24 3K107/DD25 3K107/DD28 3K107/DD29 3K107/DD30 3K107/EE03 3K107/FF15 5C094/AA12 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/DA13 5C094/DB01 5C094/EA04 5C094/FA02 5C094/HA08		
审查员(译)	本田博之		
优先权	2006027062 2006-02-03 JP		
其他公开文献	JP2007234581A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供一种能够改善视角特性而不使外部光对比度恶化的显示装置以及使用该显示装置的显示单元。显示装置包括第一电极，在基板上顺序地包括发光层和第二电极的有机层，并且具有谐振器结构，其中在发光层中产生的光在第一端和第二端之间谐振。第一电极的发光层侧的端面是具有台阶形状的第一端。在第一电极和第二电极之间设置有填充阶梯形状并且在第二电极侧具有平坦表面的距离调整层，由此第二端被平坦化，并且第一端和第二电极之间的光学距离端部根据台阶形状而变化。

【图5】

